PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-083517

(43) Date of publication of application: 30.03.2001

(51)Int.Cl.

G02F 1/1337 G09F 9/30

(21)Application number : 11-373132

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

28.12.1999

(72)Inventor: INOUE HIROYASU

TANIGUCHI YOJI

TANAKA YOSHINORI SASAKI TAKAHIRO OKAMOTO KENJI OTANI MINORU

SAWAZAKI MANABU

FUJIKAWA TETSUYA

HAYASHI SHOGO SUMI KAZUHIKO

TANOSE TOMONORI

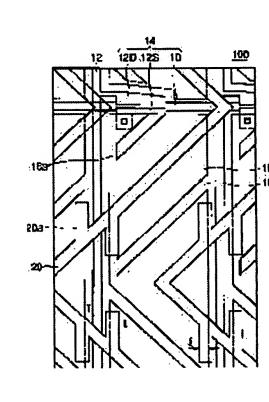
(30)Priority

Priority number: 11196736 Priority date: 09.07.1999 Priority country: JP

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS PRODUCTION (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a region having alignment defects from appearing in a display part and to obtain a bright and good display without decrease in the luminance by forming a linear protruding structure on a substrate and forming a subprotruding structure with its width larger than the width of the main protruding structure.

SOLUTION: Protrusions 20 as the structure to control the alignment of a liquid crystal on the CF substrate side are formed oblique to the pixels to control the alignment of the liquid crystal with slits 18 formed



in a TFT substrate. The slits 18 and the protrusions 20 are alternately arranged in a two-dimensional view. The subprotrusion 20a is formed as extended from the protrusion 20 and along the edge of the pixel electrode 16. The subprotrusion 20a is formed as extended from the protrusion 20 in the crossing part of the protrusion 20 and the edge of the pixel electrode 16 in the two-dimensional view in the side where the protrusion 20 and the pixel electrode 20a make an obtuse angle. In this method, the width of the subprotrusion 20a is made larger than the width of the protrusion 20. Therefore, concentration of lines of electric force to the corner of a color resin can be avoided, and the region having alignment defects is prevented from appearing in the display part.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.08.2006

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(川)特許出職公開登号 特開2001-83517 (P2001-83517A)

(43)公開日 平成13年3月30日(2001.3.30)

(51) Int.CL?		織別記号	FI			ラーマコード(参考)
G02F	1/1337		G 0 2 F	1/1337		2H090
G09F	9/30	3 3 8	G09F	9/30	338	5 C 0 9 4
		349			349Z	

麻香語水 表語水 海東項の数9 ○L (全28 円)

		審查請求	末請求 菌求項の数 9 OL (全 28 円)			
(21)出劇番号	物顧平11-373132	(71)出願人	000005223			
(22)出版日	平成11年12月28日 (1999. 12.28)		宫士造株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1巻 1号			
(31)優先権主張番号	特観平 11-196738	(72)発明者	井上 弘康			
(32)優先日	平成11年7月9日(1999.7.9)		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1巻			
(33)優先權主張国	日本(JP)		1号 含士通株式金社内			
		(72)発明者	谷口 為二			
			神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番			
			1号 宫士通姝式会社内			
		(74)代理人	100101214			
			弁理士 森岡 正樹			
			母終百に移く			

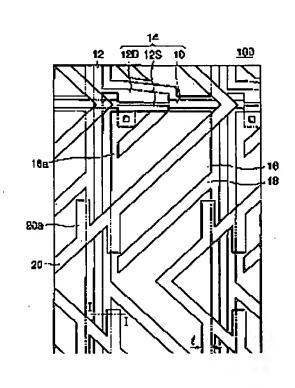
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】輝度の高く表示特性の良好なMVA液晶表示装置を提供する。また、製造マージンが大きく歩留まりの高い、表示特性の良好なMVA液晶表示装置を提供する。

【解決手段】第1の電極を有する第1の基板と、表示画 素に対応する第2の電極を有する第2の基板と、第1お よび第2の基板の間に耐入された負の誘電率異方性を有 する液晶と、第1および第2の基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物とを備え、第1の基板 の構造物は複状の突起構造であり、突起構造より延出し 第2の電極の相対する端部のそれぞれと対向する少なく とも2つの補助突起構造をさらに備え、2つの補助突起 構造と第2の電極が対向している幅がともに6μm以上



特闘2001-83517

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】第1の電極を有する第1の基板と、

画素に対応する第2の電極を有する第2の基板と、

前記第1 および第2 の基板の間に封入された負の誘電率 異方性を有する液晶と、

1

前記第1 および第2 の基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物とを備え、

前記第1の基板の前記構造物は線状の突起構造であり、 前記突起構造より延出し前記第2の電極の相対する端部 のそれぞれと対向する補助突起構造をさらに備え、前記 10 補助突起構造の幅が前記突起構造の幅よりも長いことを 特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】第1の穹極を有する第1の基板と

画素に対応する第2の電極を有する第2の基板と、

前記第1 および第2 の基板の間に封入された負の誘電率 異方性を有する液晶と、

前記第1 および第2の基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物とを備え、

前記第1の基板の前記構造物は前記画素に対して斜めに 配置された線状の突起構造であり、前記突起構造と前記 20 第2の基板の構造物で画定される領域の、前記突起構造 と鈍角をなす前記第2の電極の端部の少なくとも一部が 外側に延在していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】前記第2の電極の延在している部分に対向 して、前記突起構造より延出する前記補助突起構造が設 けられることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装 置。

【請求項4】前記第2の電極の延在している部分は、絶 緑膜を介して前記第2の基板に形成された配線と重なり 台う部分を有することを特徴とする請求項2記載の液晶 表示装置。

【請求項5】カラーフィルタが形成されたCF基板と、 画素毎に画素電極が形成されたTFT基板と、前記CF 基板およびTFT基板の間に封入された負の誘電率異方 性を有する液晶と、前記CF基板およびTFT基板のそ れぞれに設けられ、前記液晶の配向を制御する構造物と を備え、

前記CF基板の構造物は線状の突起構造であり、前記突起構造より延出し前記画素電極の相対する鑑部と対向する構助突起構造をさらに備え、

前記補助突起構造は、前記カラーフィルタによる段差が 生じない平坦領域上に形成されていることを特徴とする 液晶表示装置。

【調求項6】カラーフィルタが形成されたCF墓板と、

洗浄液を残留させない複状の突起構造を有していること を特徴とする液晶表示装置。

【請求項7】カラーフィルタが形成されたCF基板上に対向基板との間で所定のセルギャップを得るための柱状スペーサを形成し、前記CF基板上に前記柱状スペーサより低い高さを有し液晶の配向を制御する突起構造物を形成し、前記CF基板と画素毎に画素電極が形成されたTFT基板とを貼り合わせ、前記CF基板およびTFT基板の間に負の誘電率異方性を有する液晶を封止する液晶表示装置の製造方法において、

前記柱状スペーサと前記突起構造物とを同時に形成する ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【語求項8】カラーフィルタが形成されたCF基板と、画素毎に画素電極が形成されたTFT基板と、前記CF基板およびTFT基板の間に封入された負の誘電率具方性を有する液晶と、前記CF基板およびTFT基板のそれぞれに設けられ、前記液晶の配向を制御する構造物とを備え、

前記CF基板の構造物は、前記カラーフィルタに形成された潜中に退め込まれた絶縁層を有していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項9】カラーフィルタが形成されたCF基板と、 画素毎に画素電極が形成されたTFT基板と、

前記CF基板およびTFT基板の間に封入された負の誘 電率異方性を有する液晶と

前記CF基板およびTFT基板のそれぞれに設けられ、 前記液晶の配向を制御する構造物と

前記TFT基板側の構造物の下方に絶縁膜を介して配置 された蓄積容量配線とを備え、

合う部分を有することを特徴とする請求項2記載の液晶 30 前記蓄積容置配線と前記絶縁膜と前記画素電極とで蓄積 表示装置。 容量を構成することを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、テレビやディスプレイ等の液晶表示装置及びその製造方法に関し、特に、本発明は視野角の広い垂直配向液晶を含む液晶表示装置及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置は一対の基板の間に挿入された液晶を含む。一対の基板はそれぞれ電極及び配向膜を有する。従来から広く用いられているTN(Tw・stedNemat・c)モード液晶表示装置は水平配向膜及び正の誘電率異方性を有する液晶を含み、電圧が印加されていないときに液晶は水平配向膜に対してほぼ平

る。配向分割は、1回案を2つの領域に分割し、一方の 領域では液晶が一方の側に向かって立ち上がり及び倒れ る。他方の領域では液晶が反対の側に向かって立ち上が り及び倒れるようにし、よって1回素内での視角特性の 異なる領域を形成することで、全体として見た場合に視 角特性を平均化して広い視野角を得る。

【①①04】波晶の配向を副御するためには、通常、配 向膜にラピングを行う。配向分割を行う場合には、マス クを使用して1画案の一方の領域を第1の方向にラビン グし、それから補完的なマスクを使用して1回素の他方 の領域を第1の方向とは反対の第2の方向にラビングす る。あるいは、配向膜全体を第1の方向にラビングし、 マスクを使用して1画素の一方の領域又は他方の領域に 選択的に紫外線照射を行い、一方の領域と他方の領域と で液晶のプレチルトに差ができるようにする。

【0005】水平配向膜を用いた液晶表示装置では、ラ ピングを行う必要があり、ラピング時に発生する汚染や 静電気による障害が歩圏まり低下の要因となっている。 【りりり6】一方、垂直配向膜を使用したVA(Ver tica!!y A!!gned〉を一下液晶表示装置 25 では、電圧が印加されていないときに液晶は垂直配向膜 に対してほぼ垂直に配向し、電圧を印加すると液晶は垂 直配向膜に対して水平となる方向に倒れる。このように することで高いコントラストが得られ、前記TNモード 液晶表示装置の第2の欠点であるコントラストの低さは 解消されるが、垂直配向膜を使用した一般的なVAモー 下液晶表示装置でも、液晶の配向を制御するためには通 **食配向膜にラビングを行う。**

【0007】本願の出願人による特願平10-1858 することのできる液晶表示装置を提案している。この液 晶表示装置は、垂直配向膜及び負の誘電率異方性を有す る液晶を有するVAモード液晶表示装置であり、液晶の 配向を制御するために一対の基板の各々に設けられた根 状の構造物(突起又はスリット)を備えている。

【0008】なお、本明細書内においては、以後との方 式のVAモード液晶表示装置をMVA(Multi-d omain Vertical Alignment) 液晶表示装置という。

【①①①9】とのMVA液晶表示装置では、ラビングが 40 不要で、しかも領状の模造物の配置により配向分割を達 成することができるという利点がある。従って、このM VA液晶表示装置は、広い視野角と高いコントラストを 得ることが可能となる。ラビングを行う必要がないの

は同様なものを示し、その繰り返しの説明は省略する。 【①011】MVA液晶表示装置130は、各画素にス イッチング素子として薄膜トランジスタ(以下、TFT という)14を備えたアクティブマトリクス型の液晶表 示装置であり、画素には赤画素R,緑画素G,骨画素B があり、カラー表示が行えるようになっている。

【①①12】TFT14が設けられるTFT基板には、 部分的にTFT14のゲート電極を兼ねるゲートバスラ イン10と、ドレインバスライン12が形成され、丁F 丁14はドレインバスライン12から延びるドレイン電 極12Dと、ドレイン電極12Dと対向配置されるソー ス電極128と、ゲートバスライン10のうち、ドレイ ン電極12日およびソース電極125とオーバーラップ する部分からなる。また、図示しないが、ゲートバスラ イン上には、例えばアモルファスシリコン(a-Si) 膜からなるチャネル層が形成されている。さらに、TF **丁基板にはソース電極12Sに接続される画素電極16** が形成される。画素穹極16には、画素領域に対して斜 めとなるようにスリット 1.8 が設けられ、このスリット - 1.8がTFT墓板側の液晶の配向を制御する構造物とな る。画素電極16にはスリット18によって電気的に分 離されないように接続部16aが設けられ、これによっ て一画素内の画素電極16は電気的に接続されている。 【①①13】図示しないカラーフィルタが形成されるカ ラーフィルタ墓板(以下、CF基板という)には、CF 基版側の液晶の配向を制御する構造物となる突起20が 形成され、TFT基板のスリット18とともに液晶の配 向を制御する。

【0014】例えば、対角15インチのXGAのLCD 36号は、ラビングを行うことなじに液晶の配向を制御 30 パネル(液晶表示装置)の場合、1画素の大きさは99 μm×297μmとなっており、スリット18および突 起20の幅はそれぞれ10μm、平面的に見たスリット 18と突起20との間隔は25μmとなっている。ま た。画素電極16の接続部16aの帽は4μmとなって おり、ドレインバスライン12の端部と画素電極16の 蝶部の距離は7μmとなっている。

> 【①①15】図33は、図32における!-!線での簡 略化した断面図であり、液晶の配向を制御する構造物で あるスリット18と突起20の作用を示している。

【①①16】図33(a)は、一対の墓板の電極間に電 圧が印加されていない場合の液晶の状態を示している。 TFT基板側には、ガラス電極24上に画素電極16が 形成され、画素電極16にはスリット18が形成されて いる。さらに、画素電極16およびスリット18を覆っ

【りり17】また、TFT量板とCF量板との間には液 晶層しCがあり、液晶分子(図中、長円で示す)は配向 膜32および28に対して垂直に配向している。したが って、突起2)表面に形成されている配向膜28に対し ても液晶分子は垂直に配向し、突起20表面近傍の液晶 分子はガラス蟇板22に対して傾斜した状態となる。た だし、厳密に見ると、突起20表面近傍の液晶分子は配 向膜28に対して垂直には配向していない。それは、突 起20)が形成されていない領域では液晶分子は配向膜2 8によりガラス墓板22に対して略垂直に配向してお り、液晶の連続体性のために画素中の大部分を占める液 晶分子に倣い、配向膜28に垂直な方向からガラス基板 の注象方向よりに傾斜した状態となっている。また、図 示していないが、ガラス墓板22,24の外側には一対 の偏光板がクロスニコルの状態で配設され、よって、弯 圧無印加の状態では黒裏示となる。

【りり18】図33(り)は、一対の基板の電極間に電 圧を印加した場合の等電位線を、図33(c)は、その 場合の液晶の状態を示している。図33(り)中に点線 で示す等電位線に示されるように、電極16,26間に 20 電圧を印加すると、スリット18や突起20が形成され た部分での電界の分布が他の部分とは異なるようにな る。これは、スリット18が形成された部分では、電極 の端部より対向する電極へ向けて斜めの電界が形成され るためであり、突起20が形成された部分では、突起2 ①が電極26上に設けられた誘電体であることによって 電界が歪められるためである。したがって、図33 (c) に示されるように、液晶分子は図中矢印の方向 に、すなわち電界の方向と垂直となる方向に弯圧の大き さに応じて倒れていき、電圧印加の状態では白表示が得 30 られることとなる。この時 突起20近傍の液晶分子 は、突起20が図32に示すように象状に設けられたも のである場合。突起20を境界として突起20が設けら れる方向に対して略垂直な2方向に倒れる。突起20近 傍の液晶分子は、電圧無印刷の状態でも基板に対する量 直方向よりわずかに傾斜しているので、電界に素早く応 答して倒れ込み、周りの液晶分子もその挙動に做うよう にして、さらに、電界の影響も受けながら素早く倒れて いく。同様に、スリット18近傍の液晶分子も、突起1 8が図32に示されるように複状に設けられたものであ 40 脂を重ね合わせることで形成する方法が提案されてい る場合、スリット18を境界としてスリット18が設け られる方向に対して略垂直な2方向に倒れる。

【①①19】とのようにして、図33(a)の2つの― 点鎖線の間の領域では、液晶分子が同じ方向に倒れる、

ようなスリット18と突起20の組合せの場合のみでは なく、配向制御の構造物として、突起と突起、スリット とスリットの場合でも、同様な配向制御を行うことがで

【0020】しかしながら、MVA液晶表示装置130 においては広視野角は得られるものの。液晶分子の配向 の安定しない領域が存在し、それにより輝度が低下する という問題が存在した。すなわち、電極間に電圧を印加 した場合に、図32において斜線で示すような配向不良 - 領域40が発生し、この配向不良領域40は光の遠過率 が悪い領域であるため、白表示を行った場合に輝度を低 下させる原因となっている。この配向不良領域40は、 平面的に見て、CF基板に設けられた構造物(突起ある) いはスリット)が画案電極16のエッジ部分と鈍角をな す側に発生する。これは、画素弯極 16のエッジ部分で のドレインバスライン12の影響により発生する横電界 などが原因である。この配向不良領域40が発生してい る領域では、液晶分子は一対の基板に設けられた構造物 〈図32ではスリット18および突起20)によって制 御される配向方向とは異なる配向方向となっている。す なわち、この領域では満電界の発生などの原因により液 晶分子の配向が乱され、MVA液晶表示装置130の表 示特性を劣化させる原因となっていた。

 $\{0021\}$

【発明が解決しようとする課題】このMVA液晶表示装 置に特有の問題(配向不良領域の発生)を解決するため に、本類出類人は構造界などによる影響を低減する新た な構造を提案した。

【①①22】図34は、その提案によるMVA液晶表示 接置140を示しており、この標準の特徴は、CF基板 側に設けられた突起20から、配向不良領域40が発生 していた部分の画素電極16の端部に沿って延びる浦助 突起20 cが設けられている点である。もちろん、 浦助 突起20cは突起20と同一の材料で同一工程にて形成 しても良いし、別々に形成しても構わない。

【0023】図35は、CF基板上に形成される補助突 起20cを説明する図である。CF基板の構成として、 図35(a)に示すように、CF基板上に形成するブラ ックマトリクスBMを、カラーフィルタを形成する色樹 る。これは、ガラス基板22上に赤樹脂R,緑樹脂G. 青樹脂Bを形成するとともに、それぞれの蟾部で、青樹 脂Bと緑樹脂G、青樹脂Bと赤樹脂R、および、赤樹脂 Rと緑樹脂Gをそれぞれ重ね合わせ、その重ね合わせの

【りり17】また、TFT蟇板とCF蟇板との間には液 晶層しCがあり、液晶分子(図中、長円で示す)は配向 膜32岁よび28に対して垂直に配向している。したが って、突起20表面に形成されている配向膜28に対し ても液晶分子は垂直に配向し、突起20衰面近傍の液晶 分子はガラス基板22に対して傾斜した状態となる。た だし、厳密に見ると、突起20表面近傍の液晶分子は配 向膜28に対して垂直には配向していない。それは、突 起20)が形成されていない領域では液晶分子は配向膜2 8によりガラス墓板22に対して略垂直に配向してお り、液晶の連続体性のために画素中の大部分を占める液 **晶分子に倣い** 配向膜28に垂直な方向からガラス基板 の法線方向よりに傾斜した状態となっている。また、図 示していないが、ガラス基板22,24の外側には一対 の偏光板がクロスニコルの状態で配設され、よって、電 圧無印加の状態では黒表示となる。

【①①18】図33(り)は、一対の基板の電極間に電

圧を印加した場合の等電位線を、図33(c)は、その

場合の液晶の状態を示している。図33(り)中に点線 電圧を印加すると、スリット18や突起20が形成され た部分での電界の分布が他の部分とは異なるようにな る。これは、スリット18が形成された部分では、電極 の端部より対向する電極へ向けて斜めの電界が形成され るためであり、突起20が形成された部分では、突起2 ①が電極26上に設けられた誘電体であることによって 電界が歪められるためである。 したがって、図33 (c) に示されるように、液晶分子は図中矢印の方向 に、すなわち電界の方向と垂直となる方向に電圧の大き さに応じて倒れていき、電圧印加の状態では白表示が得 30 -られることとなる。この時、突起20近傍の液晶分子 は、突起20が図32に示すように象状に設けられたも のである場合。突起20を境界として突起20が設けら れる方向に対して略垂直な2方向に倒れる。突起20近 傍の液晶分子は、電圧無印加の状態でも基板に対する量 直方向よりわずかに傾斜しているので、電界に素早く応 答して倒れ込み、廻りの液晶分子もその挙動に做うよう にして、さらに、電界の影響も受けながら素厚く倒れて いく。同様に、スリット18近傍の液晶分子も、突起1 8が図32に示されるように浪状に設けられたものであ 40 る場合、スリット18を境界としてスリット18が設け

【0019】とのようにして、図33(a)の2つの― 点鎖線の間の領域では、液晶分子が同じ方向に倒れる、

られる方向に対して略垂直な2方向に倒れる。

ようなスリット18と突起20の組合せの場合のみでは なく、配向制御の構造物として、突起と突起、スリット とスリットの場合でも、同様な配向制御を行うことがで

【0020】しかしながら、MVA液晶表示装置130 においては広視野角は得られるものの、液晶分子の配向 の安定しない領域が存在し、それにより輝度が低下する という問題が存在した。すなわち、電極間に弯圧を印加 した場合に、図32において斜線で示すような配向不良 16 領域40が発生し、この配向不良領域40は光の透過率 が思い領域であるため、白表示を行った場合に輝度を低 下させる原因となっている。この配向不良領域40は、 平面的に見て、CF基板に設けられた構造物(突起ある いはスリット)が画素電極16のエッジ部分と鈍角をな す側に発生する。これは、画案電極16のエッジ部分で のドレインバスライン12の影響により発生する横電界 などが原因である。この配向不良領域40が発生してい る領域では、液晶分子は一対の基板に設けられた構造物 (図32ではスリット18および突起20)によって制 で示す等電位線に示されるように、電極16,26間に 20 御される配向方向とは異なる配向方向となっている。す なわち、この領域では構電界の発生などの原因により液 晶分子の配向が乱され、MVA液晶表示装置130の表 示特性を劣化させる原因となっていた。

 $\{0021\}$

【発明が解決しようとする課題】このMVA液晶表示態 置に特有の問題(配向不良領域の発生)を解決するため に、本類出類人は構電界などによる影響を低減する新た な構造を提案した。

【0022】図34は、その提案によるMVA液晶表示 - 装置 1 4 () を示しており、この樽造の特徴は、C F 基板 側に設けられた突起20から、配向不良領域40が発生 していた部分の画素電極16の端部に沿って延びる浦助 突起20cが設けられている点である。 もちろん 浦助 突起20 cは突起20と同一の材料で同一工程にて形成 しても良いし、別々に形成しても構わない。

【0023】図35は、CF基板上に形成される補助突 起20cを説明する図である。CF基板の構成として、 図35(a)に示すように、CF基板上に形成するブラ ックマトリクスBMを、カラーフィルタを形成する色樹 脂を重ね合わせることで形成する方法が提案されてい る。これは、ガラス基板22上に赤樹脂R,緑樹脂G, 青樹脂Bを形成するとともに、それぞれの鑑部で、青樹 脂Bと緑樹脂G、青樹脂Bと赤樹脂R、および、赤樹脂 Rと緑樹脂Gをそれぞれ重ね合わせ、その重ね合わせの る。このような段差があると、その部分に電気力線が集 中して液晶分子の配向不良の原因となる。

【りり25】図35(h)は、このようなブラックマト リクスの段差の部分に補助突起20cが形成された状態 を示しており、段差部分を覆うように形成されている。 このような状態で、段差の高さは1は上述のように約 2~1.5µmであり、補助突起20cの頂部から の機能としては、段差部分の傾斜を緩くし液晶分子を安 定して配向させることであり、また、段差部分の角部分 に誘電率の低い材料を形成することで電気力視が集中し ないようにすることである。例えば、液晶比誘電率εは 6~8程度であり、突起材料の比誘電率をは3~4程度 の大きさである。

【①①26】しかしながら、図35(b)において丸印 を付したような部分において、段差のばらつき、突起を 形成する位置のばらつき、突起の形状のばらつきなどに より、段差の角部分を補助突起20cが十分に覆わない 場合がある。

【①①27】図36及び図37は、従来の問題点を示す 図である。図36(a)では、樹脂重ねBM方式のCF 基板に補助突起20cを設けた場合を示しており、図3 4の1-!線における断面を示している。TFT華板で は、ガラス基板24上にドレインバスライン12が形成 され、その上を絶縁膜30が覆い、さらにその上に画素 電極 1 6 が形成されている。絶縁膜 3 0 は T F T のゲー ト絶録膜やTFTを窺う保護膜などからなる。従来で は、補助突起20cの幅d 1は約10μmであり、箱助 突起20cと画素電極16の重なり幅d2は約4 μmで 設計されていた。

【0028】しかし、樹脂重ねBM方式のCF蟇板にこ の設計値で補助突起20℃を形成すると、色樹脂の角部 分の別えば緑樹脂Gの角部分での突起材料の厚みが薄く なり、この角部分の緑樹脂Gの表面には共通電極26が 形成されているので、表示領域から外に向かう電気力線 が集中する。そして、この部分の電界により液晶分子は 配向不良の状態となってしまい、その配向不良の領域は 表示部内部に入り込んでいるため、図32の配向不良領 域40と同様な暗い部分が形成されてしまう。

の樹脂をブラックマトリクスとして用いる方法がある {以下、樹脂BM方式という}。この樹脂BM方式で は、ブラックマトリクスを形成する領域に黒の樹脂が配 置され、各樹脂は鑑部が黒の樹脂と重なるように開口部

バターニングされてカラーフィルタが形成されている。 この場合も同様に、補助突起20cの幅alは約10μ m. 補助突起20cと画素電極16の重なり幅d2は4 μmで設計されていた。図36(b)に示されるよう に、設計値通りに形成されている場合には、表示領域の 外へ向から電気力線の集中も抑えられ、液晶分子の配向 も安定し、表示も良好となる。しかし、実際に製品を製 造する段階では、様々な製造上のはらつきが生じるた め、所望の特性が得られない場合が多かった。

【①031】図37は、製造上のはらつきとしての貼り 台わせずれ、および、ショットむらの問題点を示す図で ある。図37(a)では、CF基板とTFT基板を貼り 合わせる際にずれが生じた場合を示し、補助突起20c の帽d 1 は図36(b)の場合と同様に約10 μmとな っている。しかし、図37(a)では、TFT墓板がC F墓板に対して図面上右方向にずれてしまっており、浦 助突起20cと画案電極16の重なり帽d2は約3μm となってしまっている。したがって、液晶分子に対する 規制力が弱くなり、画素電便16の端部ではドレインバ - スラインによる横電界の影響が出てきて、図中、斜線部 分で示すような配向不良領域が発生してしまう。しか し、図37(a)の場合には、配向不良領域が補助突起 20 cの下にあり、表示には影響を与えない。なお、貼 り合わせのずれが有った場合には、画素電極の相対する 蜷部の一方は対向する幅が広くなるが、他方はその幅が 狭くなる。つまり、相対する端部で十分な対向帽を持つ ためには、貼り合わせのマージンが非常に小さくなり、 製造上も困難なものになる。

[0032]とこで、図37(c)に示すように、液晶 30 表示装置(液晶パネル)を製造する際には、1枚のパネ ルの表示領域を複数の分割領域SA~SD・・・に分割 して露光などを行っている。したがって、1つ1つの分 割領域SA~SD・・・内では同一の表示特性が得られ るが、露光時のずれなどがあると、他の分割領域とは表 示特性が異なる場合がある。

【() () 3 3 】図3 7 (b) は、図3 7 (a) と同じパネ ル内の他の分割領域を示しており、羅光の際のショット のずれが生じた場合を示す。図37(b)では、画案電 極16をパターニングする際に露光のずれが生じ、本来 【①①29】また、上述の樹脂重ねBM方式の他に、黒 40 の設計値では図37 (a)に示すように色樹脂Bの蟾面 から画素電極16の端面までの距離d3は7μmである ところが、図37(り)では距離d5は7.5μmとな ってしまっている。そのために、循助突起20cと画素 電極16の重なり幅44は2.5ヵmとなってしまって

た位置に形成された領域であり、分割領域SBが図37 (b)に示されるような画素電極16の位置がショット ずれによって所定の位置よりずれてしまっている領域で あるとすると、ある表示を行った場合に、分割領域SA では所望の明るい表示がされるが、分割領域SBでは配 向不良領域が発生して暗い表示となってしまう。つま り、ショットむらの現象が生じてしまう。

9

【①①35】図38は、補助突起と画素電極との重なり幅(対向幅)の設計値とショットむら発生率の関係を示す図である。ここで、補軸にとった重なり幅の設計値 10は、実際のパネル内での重なり幅ではないことに注意する必要がある。ある設計値でパネルを製造しても、実際に製造されたパネル内では、上下基板の貼り合わせずれや、基板上に形成される構造物(突起やカラーフィルタの色樹脂等)のパターン絹度、あるいは、上述のような分割領域の影響により、数μmのずれが生じるため、表示領域全体を見ると重なり幅の値がある範囲となる。この場合、重なり幅が小さい部分では配向不良領域が表示領域内に現れて、表示領域全体で部分的に明るさに違いがでる。このような場合に、その設計値ではショットむ 20 ちが発生したと考える。

【①①36】とのようにして見ると、重なり幅の設計値、すなわち、設計中心を4μm程度にしていると、5 ①%近い確率でショットむらが発生する。この場合の実際の重なり幅の値の範囲は、約1~7μm程度までのばらつきがあると考えられる。これが、設計中心を6μm程度にすると、ショットむらはほとんど無くなる。この場合の重なり幅は3~9μm程度でばらついているものと思われる。

【① 037】とのように、従来のMVA液晶表示装置では、樹脂重ねBM方式や樹脂BM方式のカラーフィルタを用いた場合のように、基板に大きな段差が存在する場合に輝度が低下する表示不良が多く発生するという問題があった。さらに、製造上のわずかなばらつきによっても、直ぐに表示不良が発生してしまうという、製造上のマージンが非常に小さく歩留まりが悪いという問題があった。

【① ① 3 8 】したがって、本発明の目的は、輝度の高く 表示特性の良好な液晶表示装置及びその製造方法を提供 することである。

【①①39】また、製造マージンが大きく歩圏まりの高い。 表示特性の良好な液晶表示装置及びその製造方法を提供することである。

[0040]

性を有する液晶と、第1および第2の基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物とを備え、第1の基板の構造物は設状の突起構造であり、突起構造より延出し第2の電極の相対する端部のそれぞれと対向する補助突起構造をさらに備え、補助突起構造の幅が突起構造の幅よりも長いことを特徴とする液晶表示装置である。

【① ① 4 2 】本発明の第1の観点によれば、補助突起が 第2の電極と対向している幅が、第2の電極の相対する 10 端部でともに6 μm以上あるので、配向不良領域が表示 部内に現れることが無く、輝度の低下の無い明るい良好 な表示が可能となる。

【①①43】また、本発明の第2の額点によれば、上記 課題は以下の特徴を持つ液晶表示装置によって解決される。

【10044】すなわち、第1の電極を有する第1の基板と、画素に対応する第2の電極を有する第2の基板と、第1および第2の基板の間に対入された負の誘電率異方性を有する液晶と、第1および第2の基板のそれぞれに設けられ、液晶の配向を副御する構造物とを備え、第1の基板の構造物は画素に対して斜めに配置された線上の突起構造であり、突起構造と第2の基板の構造物で画定される領域の、突起構造と第角をなす第2の電極の端部の少なくとも一部が外側に延在していることを特徴とする液晶表示装置である。

日のきがあると考えられる。これが、設計中心を 6 μ m 【① ① 4 5 】本発明の第2の観点によれば、少なくとも 程度にすると、ショットむらはほとんど無くなる。この 場合の重なり幅は 3 ~ 9 μ m程度でばらついているもの と思われる。 【① ① 3 7 】 このように、従来のMV A 液晶表示装置で 30 向不良領域が表示部内に現れることを抑えられ、輝度のは、樹脂重ね B M 方式や樹脂 B M 方式のカラーフィルタ 低下の無い明るい良好な表示が可能となる。

【① ① 4 6 】また、本発明の第3の額点によれば、上記課題は以下の特徴を持つ液晶表示装置によって解決される。

【① 0 4 7 】すなわち、カラーフィルタが形成されたC F 基板と、画素毎に画素電極が形成されたTFT 基板 と、CF 基板およびTFT 基板の間に封入された負の誘 電率異方性を有する液晶と、CF 基板およびTFT 基板 のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物と 40 を備え、CF 基板の構造物は根状の突起構造であり、突 起構造より延出し画素電極の相対する端部と対向する結 助突起構造をさらに備え、補助突起構造は、カラーフィ ルタによる段差が生じない平坦領域上に形成されている ことを特徴とする液晶表示装置である。

電率異方性を有する液晶と、CF基板およびTFT基板 のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物と を備え、CF基板の標準物は、CF基板の洗浄における 洗浄液を残留させない根状の突起構造を有していること を特徴とする液晶表示装置である。

11

【0050】また、本発明の第5の額点によれば、上記 課題は以下の特徴を持つ液晶表示装置によって解決され る。

【① ①51】すなわち、カラーフィルタが形成された〇 F 基板上に対向基板との間で所定のセルギャップを得る 10 ための柱状スペーサを形成し、CF基板上に柱状スペー サより低い高さを有し液晶の配向を制御する突起構造物 を形成し、CF基板と回素毎に回素電極が形成されたT FT基板とを貼り合わせ、CF基板およびTFT基板の 間に負の誘弯率異方性を有する液晶を封止する液晶表示 を同時に形成することを特徴とする液晶表示装置の製造 方法である。

【0052】また、本発明の第6の観点によれば、上記 課題は以下の特徴を持つ液晶表示装置によって解決され 20 る。

【りり53】すなわち、カラーフィルタが形成された〇 F基板と、画素毎に画素電極が形成されたTFT基板 と、CF基板およびTFT基板の間に封入された負の誘 電率異方性を有する液晶と、CF基板およびTFT基板 のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物と を備え、CF基板の構造物は、カラーフィルタに形成さ れた潜中に坦め込まれた絶縁層を有していることを特徴 とする液晶表示装置である。

【10054】また、本発明の第7の額点によれば、上記 30 れている。 課題は以下の特徴を持つ液晶表示装置によって解決され る。

【0055】すなわち、カラーフィルタが形成されたC F墓板と、画素毎に画案電極が形成されたTFT墓板 と、CF基板およびTFT基板の間に封入された負の誘 電率異方性を有する液晶と、CF基板およびTFT基板 のそれぞれに設けられ、液晶の配向を制御する構造物 と、TFT基板側の標造物の下方に絶縁膜を介して配置 された蓄荷容量配線とを備え、蓄荷容量配線と絶縁膜と 表示装置である。

【発明の真施の形態】以下、図面を参照して本発明の真 施の形態を説明する。

【①①56】図1は本発明の第1の実施の形態であり、

っている。図1には、その内の1つの画素および周辺部 分が示されている。

【0058】TFT14が設けられるTFT基板には、 部分的にTFT14のゲート電極を兼ねるゲートバスラ イン10とドレインバスライン12の配線が形成されて いる。TFT14はドレインバスライン12から延びる ドレイン電極12Dと、ドレイン電極12Dと対向配置 されるソース電板12Sと、ゲートバスライン10のド レイン電極12Dおよびソース電極12Sとオーバーラ ップする部分からなる。また、図示しないが、ゲートバ スライン上には、例えばα-S!膜からなるチャネル層 が形成されている。さらに、TFT基板にはソース電極 12Sに接続される画素電極16が形成される。画素電 極16には、 画素に対して図中斜めにスリット18が設 けられ、このスリット18が丁F丁墓板側の液晶の配向 を制御する構造物となる。画素電極16には、スリット 18によって画素電極16が電気的に分離されないよう に接続部16aが設けられ、これによって1回素内の回 素電極は電気的に接続されている。

【①①59】図示しないカラーフィルタが形成されるC F基板には、CF基板側の液晶の配向を制御する構造物 となる突起20が、画案に対して斜めに設けられ、TF T墓板のスリット18とともに液晶の配向を制御する。 スリット18と突起20は、平面的に見て交互に配置さ れている。また、補助突起20gが突起20より画素電 極16の端部に沿って延び出るように形成されている。 補助突起20 a は、突起20が平面的に見て画素電極1 6の端部と交差する部分において、突起20と画素電極 20aが鈍角をなす側で、突起20から延出して形成さ

【0060】例えば、MVA液晶表示装置100が対角 15インチのXGAのLCDパネルの場合、1画素の大 きさは9 9 μ m × 2 9 7 μ m となっており、スリット 1 8および突起20の幅はそれぞれ10μm、平面的に見 たスリット18と突起20との間隔は25μmとなって いる。また、画素電極16の接続部16aの幅は4μm となっており、ドレインバスライン12の端部と画案簿 極16の蟾部の距離は7μmとなっている。

【りり61】図1に示すMVA液晶表示装置100が図 画素電極とで整積容量を構成することを特徴とする液晶 40 34のMVA液晶表示装置 140と異なる点は、補助突 起20aの配置である。MVA液晶表示装置100の箱 助突起20aは、MVA液晶表示装置140の補助突起 20cと比べ表示部内部に入り込んで形成されている。 ことで、表示部とは画素の開口部を意味し、実際に光が

となる。図 1 においては、全ての補助突起20aが画素 電極16との対向幅!を約8μ加となるように形成され ている。

13

【()()62】図2(a)は、図1のI-! 根における断 面図であり、図1の構成における作用を示している。C F墓板には樹脂重ねBM方式のカラーフィルタが形成さ れており、ガラス基板22上に青樹脂Bが形成され、ブ ラックマトリクスが形成される部分には緑樹脂Gが青樹 脂Bに重ね合わさせて形成されている。また、ブラック マトリクスの端面となる緑樹脂Gの端面は、ガラス基板 16 示部に入り込む幅は少なくなっている。 24上に形成された画素電極16の端面と略一致してい る。よって、画素電極16が形成される部分(スリット 18部分を含む)が表示部である。

【0063】補助突起20aの幅d1は約10μmであ り、補助突起20mと画素電極16の対向幅は2は8μ mとなっている。そして、補助突起20aは緑画素Gの 角部の影響を避けるのに十分内側(表示部側)に形成さ れているので、電気力線の色樹脂の角部への集中が避け られ、配向不良領域は衰示部内には現れない。よって、 超度の高い明るい良好な表示が得られる。なお、上記例 20 では補助突起20cの幅d1は突起20の幅10μmと 同等にしてあるが、これに限定することなく、補助突起 20cの幅d1を例えば12mm程度にして突起20の 幅よりも長くしてももちろんよい。

【りり64】図3は本発明の第2の実施の形態であり、 本発明の第2の額点によるものである。

【0065】図3を参照して、MVA液晶表示装置11 ①が図1のMVA液晶表示装置100と異なる点は、循 助突起20hの位置と補助突起20hと対向する部分の 画素電極16の形状である。

【0066】MVA液晶表示装置110においては、絹 助突起20万は画素電極16の輪郭線。すなわち、表示 部の外形線より6μm内側に入り込むように形成されて いる。また、画素電極16と補助突起200が対向する 部分には、画素電極16がその輪郭線よりも外側に延在 する張り出し部16cが形成されている。張り出し部1 6 cの張り出し墨面は2 mmとなっている。したがっ て、補助突起200と回素電極16との対向幅mは8ヵ mとなっており、十分な対向幅がとられている。第1の 実施の形態と比較して、対向幅が8μmである点は同一 40 であるが、補助突起20 bが衰示部に入り込んでいない 分。補助突起20万の表示部における占有面積は小さく なり、より関口率を上げることができる。これは、明る さの向上に寄与する。

【10068】図2(1) は、図3の1-! 線における断 面図であり、図3の模成における作用を示している。C F墓板にはクロム遮光膜をブラックマトリクスに用いる カラーフィルタが形成されている。補助突起20bの幅 a1と浦助突起20hと画素電極16との対向帽a2

14

り輝度の向上、および、応答速度の向上が図れる。

は、第1の実施の形態と同様にそれぞれ10ヵmおよび 8μmであるが、画素電極16が表示部外に延在する張 り出し部16cを有しているため、補助突起20bが衰

【①①69】図3の!!-Ⅰ!線における断面図である 図4を見て詳細に説明する。TFT墓板側のガラス基板 24上には、図示しないアルミニウムなどからなるゲー ト電極が形成され、その上にゲート絶録膜36が厚さ約 400mmで形成される。ゲート絶録膜36上には、ド レインバスライン12が厚さ約150~350nmで形 成され、その上にはTFTを覆り保護購30が厚さ約3 30mmで形成される。保護膜30上に画素電極16と なるITO(Indium Tin Oxide)が厚 さ約50~150mmで形成され、保護膜30および画 素電観16を覆り配向膜32が厚さ約30~120ヵm で形成される。

【りり70】また、CF墓板側のガラス基板22上に は、クロム遮光膜34が厚さ約100~200 n mで形 成され、色樹脂R、G、Bがそれぞれ厚さ約0、9~ 2. 5 μmで形成される。色樹脂R、G、B上には共通 電極26となるITOが厚き約50~150mmで形成 され、その上に配向膜28が厚さ約30~120 nmで 形成される。なお、突起20岁よび補助突起20岁は、 30 共通電極26上に形成されて配向膜28で覆われ。高さ が約1.2~1.8 μ m で形成される。

【りり71】画素電極16の張り出し部16c以外の画 素電極16の端面はクロム遮光膜34の端面と略一致 し、ドレインバスライン12と画素電極16との距離d 1は7μmである。また、画素電極16の張り出し部1 6cは衰示部より2μmだけ衰示部より外側に延在して いる。よって、ドレインバスライン12との距離は2は 5μmとなり、クロム遮光膜34とのオーバーラップ幅 張り出している帽は6 μmであり、結果的に補助突起2 ∅ bと回素電優16の対向幅は8μmとなる。よって、 突起20万が表示部に入り込む幅が少なくなり。 開口率 を向上させることができる。

(9)

【0073】図5はCF基板の模造の一例で、樹脂重ね BM方式にさらに突起模造を重ねて、スペーサを兼ねよ うとする技術(以下、スペーサレスCFという)であ る。このスペーサレスCFを用いるCF基板は、第1お よび第2の真能の形態、さらに後述する第3の実能の形 底にも適用が可能である。図5 (a) において、斜線を 付した部分はそれぞれ色樹脂R、G、Bが形成されてカ ラーフィルタとして機能する部分である。そして、それ 以外の部分は色樹脂が重ね合わされてブラックマトリク スとして機能する。その上に突起20が形成される。図 5 (b) は図5 (a) のA-A' 線における断面図であ る。図5(り)より、満方向の各画素間では2色の色樹 脂が重ね合わされて、ブラックマトリクスBMが形成さ れている。また、図5(c)は図5(a)のB-B'線 における断面図である。格子点を除く部分は2色の樹脂 が重ね合わされてブラックマトリクスBMとなっている が、格子点においては、3色の色制脂が重ね合わされ、 さらに、突起20の一部である突起20cが重ね合わさ れ、その部分がスペーサとして機能している。

【 ① 0 7 4 】 図 6 は本発明の第3の実施の形態であり、 本発明の第3の額点によるものである。

【① 075】図6を参照して、MVA液晶表示装置12 ①が図3のMVA液晶表示装置110と異なる点は、 簡助突起が形成されていない点と、他の実施の形態で補助 突起が形成されていた部分における画素電極16の形状 である。

【① 076】MVA液晶表示装置120においては、第 【① 助突起は形成されていない。その代わり、画素電極16 を記に表示部よりも外側に延在し、配線であるドレインバス 30 る。ライン12上まで延びる張り出し部16 dが形成されている。張り出し部16 dは、略平行に配置されるスリット18と突起20 および画素電極16の端部で画定される領域において、画素電極16と突起20 のなす角が鈍高となる端部を表示部の外部に延在して形成される。つまり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向まり、図32のMVA液晶表示装置130において配向また。

【りり77】図6の!- 「線における断面図である図7を見て詳細に説明する。まず、本実施の形態においては、CF基板側に補助実起は形成されていない。TFT基板側では、ガラス基板24上にゲート絶縁膜36が形成され、その上に配線となるドレインバスライン12が形成されている。さらに、TFTの保護膜を兼ねたアク

16

ム進光膜34と9μmのオーバーラップがある)、ドレインバスライン12と平坦化膜38を介して2μmのオーバーラップがある。このように構成することで、画素電便16の鑑部を十分に表示部から離れた位置に配置できる。またドレインバスライン12とは厚い平坦化膜38を介しているので、ドレインバスライン12の影響を小さくすることができる。よって、張り出し部16dの鑑部付近で、もし配向不良領域が発生したとしても、表示部より十分離れた位置に発生することとなり表示に影響は与えない。よって、輝度の高い明るい良好な表示が得られるとともに、浦助突起を設ける必要がないため関口率を向上させることができる。

【①①78】なお、本実施の形態において、CF 基板側に補助突起を形成しても良い。その場合、補助突起を形成しても良い。その場合、補助突起を形成する位置は、開口率に与える影響が少ないように考慮するとよい。

【① 079】以上、本発明について詳述したが、本発明は上述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明を退脱しない範囲で変形が可能である。

20 【① 0 8 0 】なお、本発明においては、以下のような構成を特徴とすることもできる。

【① 081】(1)第1の墓板がCF墓板であり、第1の電板が共通電極である。

【0082】(2)第2の基板がTFT基板であり、第 2の電極が画素電極である。

【①①83】(3)上記(2)の構成において、第2の基板の構造物が画素電極に形成されるスリットである。

【① 084】(4)第1および第2の基板の液晶の配向を制御する構造物が、画素に対して傾斜して配設される。

【① 085】(5)上記(4)の構成において、画素に対して傾斜する方向が、1つの画案内で少なくとも2方向である。

【① 086】(6) 箱助突起の幅が約10 μ m であり、 対向帽が約8 μ m である。

【① 0 8 7 】 (7) 第2の電極が延在する幅が2 µ m以上である。

【① 088】(8)上記(1)の模成において、樹脂が 重ね合わされ段差が形成される形状であり、その段差部 40 分に補助突起が形成される。

【① 089】(9)上記(8)の構成において、各画素に設けられる色樹脂を重ね合わせてブラックマトリクスを形成する。

【0090】(10)上記(8)の構成において、ブラ

晶表示装置について図8乃至図15を用いて説明する。 本夷能の形態は、本発明の第3の観点によるものであ り、第2の真鍮の形態で図りを用いて説明したCF基板 の構造をさらに改良した点に特徴を有している。 【りり93】図5に示したCF基板は、色樹脂R、G、 Bを画素毎に形成し、画素間の選光領域に色樹脂R、 G. Bを2層又は3層重ね合わせてブラックマトリクス BMを形成している。そして、ITOを成膜して共通電 極26を形成した後、配向方向を規制するための突起2

()を形成している。

17

【りり94】図8(a)は、図5(a)に示したのと同 様であるが、CF基板における色樹脂R、G、Bの選光 領域の重ね合わせをより明確に示している。図8(り) は図8(a)のC-C 第で切断した断面を示してい る。図8(a)、(b)に示すように、隣り合う画案の 色樹脂層が画素間で重ね合わされてBMが形成され、B Mの延在方向に沿って形成された補助突起20aの幅 は、BM上から画案関口部の色樹脂層上に延びている。 【りり95】ところが、BMと画案開口部の色樹脂層に は段差が生じており、この段差を跨いで形成される補助 20 域においては遮光の必要がない。また、図10に示すよ 突起2()aは、その形成工程において、図8(b)の範 聞☆に示すように段差部でのバターン厚さが細ったり、 あるいはBM上のみにパターンが残り画素関口部上にパ ターンが残らなかったりするという問題を生じ得る。

【0096】図9は、段差部で切断された補助突起20 a を有するCF 基板とTF T基板とが貼り合わされた状 **艦を示している。BMから画素関口部にかかけてなだら** かに形成されるべき補助突起20 aが、図9に示すよう に膜厚が細ったり切断されてしまったりすると、段差部 | 索電極16の間で生じる電界により配向不良領域が発生 する。この配向不良領域が生じてしまうと表示が暗くな ったり、あるいは表示ムラが生じたりして表示品位が低 下してしまう。

【0097】この問題を解決するため、本実施の形態で は、画素電極16端辺に沿って配置される浦助突起20 aの形成領域にはBM形成のための色樹脂重ねをせず、 当該形成領域には色樹脂R. G、Bを1層のみあるいは 色樹脂層を形成しないようにしている。

よる液晶表示装置の一裏施倒としての構造及びその製造 方法について説明する。図10は、図9と対応させて本 実施形態の特徴を示している。図10に示すように本実 施例では浦助突起20a下方の色樹脂層を1層のみ(図

下方には1色の色樹脂層だけを形成するようにしてい る。

18

【() () 9 9 】図 1 1 (a) は、図8 (a) に示したブロ ックαに対応させて本実施例を示す拡大図である。図1 1(b)は、比較のため本実施形態適用前のブロックα 内を示している。図11(a)に示すように、色樹脂層 R端部に沿った補助突起20aの形成領域下層には色樹 脂層Rだけが形成された平距領域21Rが形成され、色 樹脂層G蟾部に沿った補助突起20aの形成領域下層に 10 は色樹脂層 Gだけが形成された平坦領域2 1 Gが形成さ れている。

【①100】これら段差をなくした平坦領域の存在によ り、図10に示す補助突起20aは所定の膜厚で所定形 状に形成することができる。従って、画素電極16端部 の液晶がドレインバスライン!2による構電界の影響を 受けて配向不良を生じても、配向不良領域が表示部に表 れるのを防止することができる。さらに、画素電極16 の端辺と平行に配置された補助突起20aが液晶分子の 向きを光漏れが起こらない方向に支配するため、当該領 うに色樹脂重ねによる共通電極26のITO膜の段差は TFT基板の画素電極16端部から触れるため、ITO 膜の段差に基づく異常電界による表示ドメインへの影響 は無視できるようになる。

【り101】次に、図12を用いて上述の平坦領域が形 成された液晶表示装置の製造方法について説明する。図 12(a)は、CF基板の所定位置に形成する色樹脂R 層のバターンMRの一部を示している。図中斜線部に色 樹脂層Rが形成される。色樹脂層Rの図中上下方向の蠟 におけるCF基板側の共通電極26とTFT基板側の画 30 辺には平坦領域を形成するために、平坦領域のバターン 形状に切り欠いた切り欠き部21日 21日 が所定 位置にそれぞれ形成されている。

【() 1 () 2] また、図 1 2 ()) は、CF基板の所定位 置に形成する色樹脂G層のバターンMGの一部を示し、 図中斜線部に色樹脂層Gが形成される。図12(c) は、CF基板の所定位置に形成する色樹脂B層のバター ンMBの一部を示し、図中斜線部に色樹脂層Bが形成さ れる。色樹脂層G、Bの図中上下方向の端辺にも平坦領 域を形成するために、平坦領域のバターン形状に切り欠 【0098】図10万至図12を用いて本実施の形態に 40 いた切り欠き部21R´, 21G´, 21B´が所定位 置にそれぞれ形成されている。

> 【り103】とれらパターンMR、MG、MBに基づい て各色樹脂R、G、Bを位置合わせしてバターニングす ることにより図12(d)に示すように、色樹脂R、

用の突起20及び補助突起20aを1.5μmの厚さに 形成する。 補助突起20 a は平坦領域21 R、21 G、 2 1 B上に形成するため膜厚が細くなったり分離してし まうことはない。

19

【0105】とのようにして主要部が形成されたCF基 板に垂直配向膜28を80mm程度の厚さに形成する。 一方。ゲートバスライン10、ドレインバスライン1 2. TFT14. 配向規制用のスリット18が設けられ た画素電極 1 6 が形成された丁F丁基板に、垂直配向膜 32を80nmの厚さに塗布する。TFT基板とCF基 板とをシール剤を用いて貼り合わせる。この際2枚の基 板のギャップは、RGBの色重ねと突起層の4層重ねさ れた支柱により得られ、4μmの高さに保持される。こ のギャップにネガ型液晶を注入し、基板両面に偏光板を クロスニコルに配置して液晶表示装置が完成する。

【り106】次に、図13及び図14を用いて本実施の 形態による液晶表示装置の他の実施例について説明す る。本実施例は、補助突起20a下方の色樹脂層を1層 のみにして補助突起20aの形成領域下層の段差をなく すだけでなく。さらに平垣領域を拡げて、BMと交差す る突起20の下層にも平坦領域を形成している。

【0107】図13は、図8(a)に示したブロックa に対応させて本実施例を示す拡大図である。図13に示 すように、色樹脂層R蟷部に沿った補助突起2() a の形 成領域下層及びBMと突起20の交差部には色樹脂層R だけが形成された平坦領域21Rが形成され、色樹脂層 G端部に沿った補助突起20aの形成領域下層及びBM と突起2()の交差部には色樹脂層Gだけが形成された平 坦領域21Gが形成されている。

【0108】これら段差をなくした平坦領域21R、2 1Gの存在により、BMと交差する突起20と補助突起 20 a は段差を生じることなく、所定の膜厚で所定形状 に形成することができる。なお、本実能例における論助 突起20 a 近傍の断面は、図10に示すものと同様にな る。

【り109】従って、画素電極16端部の液晶がドレイ ンバスライン12による横電界の影響を受けて配向不良 を生じても、配向不良領域が表示部に表れるのを防止す るととができる。さらに、画素電極16の端辺と平行に 配置された補助突起20 aが液晶分子の向きを光漏れが 40 が、格子点においては、3 色の色樹脂が重ね合わされ、 起とらない方向に支配するため、当該領域においては進 光の必要がない。また、図10に示したのと同様に、色 樹脂重ねによる共通電極26の!TO膜の段差はTFT 基板の回案電極16端部から離れるため、「TO漿の段

ライン12近傍での光モレが発生しないのでコントラス ト低下などは生じない。

【① 】1 ① 】図14は上述の平坦領域が形成された液晶 表示装置の製造方法を示している。図14(a)は、C F基板の所定位置に形成する色樹脂R層のパターンMR の一部を示している。図中斜線部に色樹脂層Rが形成さ れる。図14(b)は、CF基板の所定位置に形成する 色樹脂G層のバターンMGの一部を示し、図中斜線部に 色樹脂層Gが形成される。図14(c)は、CF量板の 所定位置に形成する色樹脂B層のバターンMBの一部を 示し、図中斜線部に色樹脂層Bが形成される。

【① 1 1 1 】 各色樹脂層R、G、Bの図中上下方向の蠟 辺には平坦領域を形成するために、平坦領域のバターン 形状に切り欠いた切り欠き部21尺1、21日1、21 G~が所定位置にそれぞれ形成されている。本実施例に よる滋晶表示装置の製造方法は、図12を用いて説明し た製造方法と同様であるのでその説明は省略する。

【り112】次に、図15を用いて本実施の形態による 液晶表示装置のさらに他の実施例について説明する。図 15はCF基板の構造の一側で、図5に示したスペーサ レスCFと同様であるが、各色樹脂のストライプパター ンを形成して、共通電極26の170膜を形成した後、 ブラック (黒) 樹脂により遮光領域と配向規制用の突起 20を同時に形成する点に特敵を有している。この構造 によれば、「TO膜の段差が発生せず、 縞助突起20 a を形成しなくても良好な表示を得ることができるように なる。

【0113】図15 (a) において、斜線を付した部分 はそれぞれ色樹脂R、G、Bが形成されてカラーフィル 30 タとして機能する部分である。それ以外の部分は色樹脂 が重ね合わされてブラックマトリクスとして機能する。 その上に共通電極26のITO膜が形成され、ITO膜 上にBM及び突起20か形成される。図15(b)は図 15 (a) のA-A' 線における断面図である。 各色樹 脂層の上面に共通電極26が形成され、共通電極26上 にブラック制脂によるBM及び突起20が形成されてい る。また、図15 (c)は図15 (a)のB-B 組に おける断面図である。格子点を除く部分は1つの色樹脂 上部にブラック樹脂が重ね合わされてBMとなっている さらに、ブラック樹脂による突起20の一部である突起 20 cが重ね合わされ、その部分がスペーサとして機能 している。このような構成によれば、共通電極26の1 TO膜は基板全面で段差がなくなるため配向規制をさら

膜形成前に基板の洗浄が行われる。これにより、基板に付着した不純物を除去し、配向膜形成時の異物不良を低減させている。洗浄方法には、枚葉式とバッチ式があるが、いずれの方式でも洗浄後、エアナイフまたは温水引き上げ等による基板乾燥を行っている。

21

【①115】前記第4の実施の形態における図15に示したように、カラーフィルタ形成用の色樹脂をストライプ状(またはアイランド状)に形成する場合には、図15(b)にりRG、りGB、りBRで示すように隣り合う色樹脂間に100nm~10μm程度の隙間が形成さ 10れる。CF基板の平面度を向上させるにはオーバーコート樹脂をCF基板に塗布して当該隙間を塞ぐ平垣化処理を施すが、その分コスト高になるため色樹脂間の隙間を 望めないこともある。

【①116】MVA方式の液晶表示装置において、色樹脂に隙間が残っているCF基板を用いた場合には配向規制用の突起は色樹脂の隙間を跨ぐように形成される。通常、配向膜形成前のCF基板の洗浄では、エアナイフまたは温水引き上げ等の乾燥時に色樹脂の隙間に沿って洗浄液が流れる。このとき、隙間を跨ぐように突起が形 20成されていると、洗浄液は隙間に沿って流れることができず、隙間部分に洗浄液が残ってしまう。この状態でCF基板に配向膜を形成すると、洗浄液の残留部分で配向膜が塗布されない領域が発生したり、垂直配向性が失われたりすることがある。このような領域では、液晶分子は正常な配向をすることができず、表示不良となる。

【り117】そこで、本実施の形態では、以下に示す手段により上記問題を解決している。第1は、隙間内の洗浄液の残留をなくす手段として、隙間を突起材料で完全に塞いでしまう方法である。オーバーコート制脂の塗布は上述のようにコスト高を招くため、本実施の形態ではそれに代えて突起材料で隙間を塞ぐようにする。これにより、CF基板上に隙間がなくなるため、均一な乾燥を実現でき洗浄液の残留を防止できる。

【り118】第2は、隙間上の突起特科を選択的に除去して、従来と同様の連続した隙間を確保する方法である。隙間上に洗浄液の適路が確保されるため、隙間上に突起材料を形成しなかった場合と同等の乾燥効果が得られる。本窓施の形態を用いることにより、工数の増加およびコスト高を抑えつつ。乾燥時の洗浄液の残留を低減できる。これにより、配向膜の塗布されない領域や配向膜の膜厚が薄くなってしまう領域の発生を低減でき、表示不良のない高品質の液晶表示装置を実現できる。

【り119】以下、具体的に実施例を用いて説明する。

ニングする。とのとき、樹脂間の隙間 b R G、 b G B 上にまたがる突起部分を選択的に除去するパターンが描画されたフォトマスクを用いる。これにより、隙間 b R G、 b G B 上に突起材料のない C F 基板 2 2 が得られる。こうして得られた C F 基板 2 2 を洗浄し、エアナイフを用いて乾燥させる。その際、C F 基板 2 2 に付着した洗浄液は、樹脂の隙間 b R G、 b G B を伝わって吹き飛ばされる。その後、配向膜を印刷法を用いて形成する。こうすることにより配向膜の塗布されていない領域や膜厚の薄い領域のない C F 基板 2 2 を形成することができる。その後は通常のプロセスにより液晶表示装置を製造する。これにより、表示不良のない高品位の液晶表示装置を得ることができる。

【0120】なお、本実施例において、隙間 b R G、 b G B 上の突起材料を全て除去する必要はない。例えば、隙間 b R G、 b G B の幅が 1 0 μ m のとき突起材料を 5 μ m だけ除去し、残りの 5 μ m は残したままでもよい。すなわち、洗浄液が伝わるのに十分な連続した隙間が確保できればよい。

【 () 1 2 1 】 (実施例2) 図17に示すよろに、CF基 板22上にストライプ状にカラーフィルタ樹脂R.G、 Bを形成する。このとき、樹脂間には10 μmの隙間り RG りGBを持たせる。CF基板22上に共通電極2 6を形成し、突起材料を1.5 mmの厚さで塗布する。 フォトリングラフィ工程を用いて突起20を目的の形状 にバターニングする。このとき、勧脂間の隙間bRG、 **りGB全てに突起材料を選択的に残すバターンが猫画さ** れたフォトマスクを用いる。これにより、隙間bRG、 bGBが完全に塞がれたCF基板22が得られる。こう して得られた〇F基板22を洗浄し、エアナイフを用い て乾燥させる。その際、CF基板22に付着した洗浄液 は、CF基板22表面を伝わって吹き飛ばされる。その 後、配向膜を印刷法を用いて形成する。こうして得られ たCF基板22には配向膜の塗布されていない領域や膜 厚の薄い領域は発生しない。その後通常のプロセスでパ ネルを完成させる。これにより、表示不良のない高品位 の液晶表示装置が得られる。

突起材料を形成しなかった場合と同等の乾燥効果が得ら 【0122】なお、上記実施例1、2において、形成すれる。本実施の形態を用いることにより、工数の増加お るカラーフィルタ樹脂の形状は、必ずしもストライプ状よびコスト高を抑えつつ。乾燥時の洗浄液の残留を低減 40 である必要はない。アイランド状、あるいは他の形状でできる。これにより、配向膜の塗布されない領域や配向 もよい。

【0123】本実施の形態によれば、製造工数およびコスト高を招くととなく、洗浄液の残留による配向膜の塗布されていない領域および膜厚の薄い領域の発生を低減

って、スペーサバターンとMVAの配向規制用の突起バ ターンとをカラーフィルタ上に感光用材料でフォトプロ セスを用いて形成する方法に関する。

【0125】従来、突起バターンとスペーサバターンと を感光材料を用いたフォトプロセスで形成する場合は、 突起の膜厚とスペーサ膜厚の差が大きいため、フォトブ ロセスを2回に分けて用いる必要がある。

【り126】具体的には、突起パターンを形成するため に被処理基板上に感光材料 (レジスト)を塗布。プリベ ーク、露光、現像、ポストペークを行った後、今度はスー ペーサバターンを形成するために再度、突起バターンの 形成と同じフォトプロセスを繰り返している。

【①127】とのように突起とスペーサの膜厚が異なる ため同様なプロセスを2回実施しているが、その分工程 が長くなり歩留まり低下やコスト高の問題が生じる。従 って、1回のフォトプロセスで膜厚の異なる2種類のパ ターンを彼処理基板上に形成できるようになれば、製造 歩留まりの向上とコストダウンを達成することができ

づいて説明する。

〈実施例 1 〉 ポジ型感光剤を用いる場合について説明す る。図18(a)は、CF 垂板22断面を示している。 CF 基板22上には各画素に対応して色樹脂R. G、B のカラーフィルタが形成され、全面に共通電極26が形 成されている。なお、本例では、BMとしてクロム膜が 用いられ、クロム膜をCF基板上にバターニングした 後、カラーフィルタが形成されている。

【0129】とのCF基板22のカラーフィルタ上面 に プリベーク後の厚さが4.2 mmになるようにポジ 30 型感光材料50をスピンナーを用いて塗布する。 ポジ型 - 感光材料50としては、ノボラック系のレジストを用い るととができる。

【0130】ブリベーク後、プロキシミティ(近接)露 光機の基板ステージにCF基板22を載置してBMパタ ーンに基づいて第1のマスク(図示せず)とCF基板2 2とを位置決めして露光する。第1のマスクにはスペー **サ部と突起部の形成位置を遮光するバターンが猫画され** ている。但し、突起部の形成位置の遮光幅は設計値に対 剤5 ()が現像によって十分に除去される露光置り レ

(1) で行う(図18(b))。本例では、 h v (1) = 20 m J / c m ' である。

【0131】さらに、プロキシミティ露光機を用いBM

5 ()の膜厚が現像によって約 1 . 5 μ m程度残る露光量 hv(2)で行う(図18(c))。本例では、hv (2)≒7mj/cm¹である。

【0132】次に、TMAH2.38%の現像液にてC F基板22を現像する。現像後、スペーサ52の膜厚は 4. lum、突起20の鰻厚は1.5μmとなる。現像 後、ポストペーク (キュア) を行い、スペーサ5 2 と突 起20が形成されたMVA用CF基板22が完成する。 ボストベーク後の膜厚(カラーフィルタ表面からの膜) 厚) はスペーサ4. () μω、突起部1. 4 μωである (図18(d))。なね、第1のマスクと第2のマスク を用いた露光順序は逆にすることも可能である。

【 () 133】(実施例2)次に、ネガ型感光剤を用いる 場合について説明する。まず、上述のポジ型感光剤を用 いる場合と同様の図18(a)に示すCF基板22を用

【0134】このCF基板22のカラーフィルタ上面 に、プリベーク後の厚さが4、2μmになるようにネガ 型感光材料54をスピンナーを用いて塗布する。感光材 【0128】以下、本実施の形態を具体的に実施例に基「26」料54としては、ノボラック系のレジストを用いること ができる。

> 【0135】プリベーク後、プロキシミティ(近接)露 光機の基板ステージにCF墓板22を載置してBMパタ ーンに基づいて第3のマスク(図示せず)とCF墓板2 2とを位置決めして露光する。第3のマスクにはスペー サ部の形成位置が進光されていないバターンが猫画され ている。露光は、露光箇所の感光剤54が現像によって 十分に残る露光量h ν (3) で行う(図18(e))。 本例では、hv(3)=20mJ/cm*である。

【り136】さらに、プロキシミティ羅光機を用いBM パターンに基づいて第4のマスク(図示せず)とCF基 板22とを位置決めして露光する。第4のマスクには突 起部の形成位置が進光されていないバターンが猫画され ている。但し、但し、突起部の形成位置の関口帽は設計 値に対して約4 mm程度拡げてある。器光は、器光箇所 の感光剤54の膜厚が現像によって約1.5μm程度残 る翠光畳hv(4)で行ろ(図18(f))。本例で は、b ν (4) ≒7 m J / c m¹である。

【り137】次に、TMAH2.38%の現像液にてC して約2 μ m程度拡げてある。露光は、露光箇所の感光 46 F蟇仮22を現像する。現像後、スペーサ52の膜厚は 4. 1 μm、突起20の膜厚は1.5 μmとなる。現像 後、ポストペーク (キュア) を行い、スペーサ52と突 起20)が形成されたMVA用CF基板22が完成する。 ポストペーク後の膜厚(カラーフィルタ表面からの膜)

すCF基板22を用いて説明する。

【①139】実施例1と同様に、CF基板22のカラーフィルタ上面にポジ型感光材料50を塗布する。プリベーク後、プロキシミティ(近接)露光機の基板ステージにCF基板22を就置して、BMパターンに基づいて第5のマスク(図示せず)とCF基板22とを位置決めして露光する。

25

【0140】第5のマスクにはスペーサ部の形成位置を選出するパターンが描画されている。それと共に突起部の形成位置には、選光しない関口部に露光置 $h\nu$ (1)が得られるとき $h\nu$ (2)程度の選光量が得られる半選光状態のパターンが描画され、当該パターン幅は設計値に対して約 2μ m程度拡げてある。照射置は、露光箇所の膨光剤50が現像によって十分に除去される露光置 $h\nu$ (1)で行う(図19)。こうすることにより、1回の露光で図18(d)に示したような膜厚4、 1μ mのスペーサ52と膜厚1、 5μ mの突起20とを同時に形成することができる。

【①142】実施例2と同様に、CF 墓板22のカラーフィルタ上面にネガ型感光材料54を塗布する。プリベーク後、プロキンミティ(近接)露光機の基板ステージにCF基板22を載置して、BMパターンに基づいて第6のマスク(図示せず)とCF基板22とを位置決めして露光する。

【0143】第6のマスクにはスペーサ部の形成位置に関口パターンが猫回されている。それと共に突起部の形成位置には、遮光しない開口部に露光量 $h\nu$ (3)が得られるとき $h\nu$ (4)程度の露光量が得られる半遮光状態のパターンが猫回され、当該パターン幅は設計幅に対して約 4μ m程度拡けである。照射量は、露光箇所の感光剤54が現像によって十分残る露光量 $h\nu$ (3)で行う(図20)。とうするととにより、 $1回の露光で図18(d)に示したような膜厚4、<math>1\mu$ mのスペーサ52と膜厚1、 5μ mの突起20とを同時に形成することができる。

【①144】以上説明したように、本実施の形態によれ 40 は1サイクルのフォトプロセスを実施するだけでカラーフィルタ基板上にスペーサ用バターンとMVA用突起バターンを形成することが可能となる。そのため、スペーサ付のMVA用カラーフィルタ基板の製造歩圏まりを向

(1) MVA液晶表示装置の製造に用いるCF基板の製造工程において、カラーフィルタ上にフォトリソグラフィ工程を用いて感光用材料で突起用パターンを形成する際に、スペーサ用パターンも同一のフォトリングラフィ工程を用いて同一の感光用材料で形成することを特徴とする。

【① 146】突起パターン形成時の感光材料(レジスト)を、突起膜厚より厚いスペーサパターン形成用の膜厚に塗布し、露光畳を調節することによって1回のフォ15 ト工程で突起とスペーサパターンをCF基板上に形成することができる。

【①147】少なくとも1回のレジスト塗布、プリベーク、現像、ポストベークで突起とスペーサバターンを形成することができるため。CF基板の製造歩圏まりを向上させると共にコストダウンを図ることができる。

【①148】(2) 突起用とスペーサ用のパターンを形成するために感光用材料に照射される窓光質が突起部とスペーサ形成部の形成位置で異なることを特徴とする。

[り149] 突起パターンはスペーサバターンより薄いために同一露光量では望まれるパターンが形成できない。そのため突起形成部とスペーサ形成部ではレジストに照射される躍光量を異なるものにする。塗布が同一のため突起とスペーサを形成する領域のレジスト膜厚はブリベーク時にはほぼ等しい膜厚となる。そのため、突起部とスペーサ部を形成するための露光量を調節することによって、突起部とスペーサ部の膜厚を同一現像によって選択的に変化させることが可能となる。

て露光する。
【①150】(3) 構画バターンの異なる2枚のマスク【①143】第6のマスクにはスペーサ部の形成位置に を用い、各マスクでCF基板上の感光材料を各々羅光す 間口バターンが描画されている。それと共に突起部の形 30 ることを特徴とする。マスクを2枚用い、各マスクで1 成位置には、遮光しない開口部に露光量 h v (3) が得 回ずつ露光することにより突起部とスペーサ部を形成す おれるとき h v (4) 程度の露光量が得られる半遮光状 るための露光量を変えることが可能となる。

【①151】(4) 露光領域(照射エネルギが伝わる領域)の感光材料が現像工程により除去されるポジ型感光材料の場合であって、露光に使用される2枚のマスクのうち。一方のマスクには突起とスペーサの両パターン(マスクにより遮光されたパターン)が形成され、他方のマスクには突起用のパターン(マスクにより遮光されないパターン)のみ形成されていることを特徴とする。こうすることによりそれぞれのパターン膜厚を容易に変えることができる。

【①152】(5) 突起とスペーサ用の両パターンが描画されたマスクの突起パターンよりも、突起用パターンだけが描画されたマスクの突起パターンの方が大きいこ

での重ね合わせズレがどうしても生じてしまい。突起の 短寸法、突起の位置精度。突起部の膜厚に影響が生じる 可能性があるが、これは突起とスペーサ用の両方のパタ ーンがあるマスク上の突起パターンよりも突起のパター ンだけあるマスク上の突起パターンを大きくしておくこ とで対策が可能となる。

27

【①153】(6)2重羅光となり線幅が設計通りにな ちない場合がある(突起パターンエッジ園辺部が三重選 光となる)のでその変動分を見越してファースト選光

(1枚目のマスクでの露光)時のマスク上の突起バターン帽を設計値より広めにしておくことを特徴とするカラーフィルタ製造方法および使用するマスク。2枚のマスクを用いて露光して、且つ上記(5)のようなマスクにすると突起回辺部が二重露光となり突起幅が設計値通りとならない。よって、ファースト露光時に用いるマスク上の突起幅を周辺2重露光分だけ広くしておく。

【0154】(7) 露光されない領域(照射エネルギが伝わらない領域)の感光材料が現像工程で除去されるネガ型感光材料の場合、露光に使用される2枚のマスク上のパターンで各マスク上のパターンが形成されていることを特徴とする。突起とスペーサを形成する感光材料がネガ型の場合は、露光に使用される2枚のマスクは突起とスペーサそれぞれのパターンで各マスク上のパターンが形成されるようにする。すなわち、突起パターンが形成されるようにする。マスクでCF基板上にパターンを形成する。ネガ型感光材料でパターン形成する場合には、スペーサだけのマスクでスターン形成する場合には、スペーサには100%近く現像によって感光剤が残るように露光し、突起部には必要とする膜厚になる分だけの露光量を照射すればよいので、2回の露光で使用するマスクは突起パターンだけあるマスクとスペーサだけあるマスクを使用すればよい。

【り155】(8) 突起とスペーサ部のパターンが同一マスク上にパターンニングされており、そのマスク上の突起部のパターンは露光の際にある程度露光量が少なくなるように透過率を抑えてあるマスクを使用することにより1回の露光で突起とスペーサをCF基板上に形成するととを特徴とする。1枚のマスク(1回の露光)で突起とスペーサバターンを形成するためには、突起を形成するエリアの露光量が実際の露光量より低くなるように変出するマスクを使用する。マスク1枚(露光を1回)で露光する方法としては、マスク上の突起となる部分のバターンを露光量がある程度抑えることができるように透過率を

に突起領域が強くなるという問題に対し、マスク上の突起バターン幅を強くなる分を考慮して広げることにより対応可能である。

【り157】次に、本発明の第7の実施の形態による液晶表示装置の製造方法について図21乃至図25を用いて説明する。本実施の形態は本発明の第6の観点によるものである。上述の実施形態では、所定のセルギャップを得るために往状スペーサを用いる例を示してきたが、プラスチック製またはガラス製の球状のビーズをギャップ出しに用いることも行われている。通常これらのスペーサ材は、基板貼り合わせ前のスペーサ散布工程で、TFT基板あるいはCF基板のいずれか一方に散布される。その後、両基板を貼り合わせ、さらに基板間の間隔がスペーサ材の直径付近の厚さで保持されるようプレスされる。

【①158】ところがMVA液晶表示装置では、図21 に示すように両基板22、24表面に突起20が存在す るため、スペーサ55が突起20に乗り上げてセルギャップを厚くしたり、突起20外でセルギャップを決定し 20 たりするため安定したセルギャップを得られない場合が 生じ得る。

【り159】また、基板22、24張り合わせ後のスペーサ55の移動により、セルギャップが面内で不均一になりやすく、セルギャップ変動による表示むらが発生することもある。特に、液晶パネルに振動や管撃が加わりスペーサ55が移動してしまうと表示品質が劣化してしまうという問題がある。

【0161】本実施の形態では以下に示す手段により上記問題を解決する。図23は本実施の形態による液晶表示装置の1回素内の構造を示している。図23(a)は、本液晶表示装置の断面及び管圧無印加時の液晶LCの状態を示している。図23(b)は、弯圧印加時の弯気が線及び液晶分子の配向状態を示している。本実施形態の液晶表示装置は、図23に示すように、TFT基板24側は回素電極16に配向規制用のスリット20が形成された通常のMVA用のTFT基板であるが、CF基板22は配向規制用のスリットや突起20が形成されて

向親制用のスリット20と平行に達が形成されている。 CF基板22全面には!TO膜からなる共通電板26が 形成され、当該溝内の!TO膜上に配向規制用絶縁層2 1が形成されている。配向規制用絶録層21上面とカラ ーフィルタ上面には垂直配向膜28が形成されている。 配向規制用絶録層21は、CF基板22の液晶側基板表 面を基準とする基板表面からの高さがカラーフィルタの 高さとほぼ同じかそれより低く形成される。

29

【0163】とうすることにより基板表面がフラットな CF基板22を形成することが可能となり配向膜28の 10 ハジキ29はなくなり配向規制力の低下も防止すること ができる。また、CF基板22表面の平面度が向上する ことにより配向規制用のパターンによるセルギャップの 変動を防止し、安定したセルギャップを得ることができ るようになる。

【() 164】図24は、本実施の形態の変形例を示して いる。図24に示す構造は、BMと配向規制用絶縁層2 1 とを同一材料で一括形成したことに特徴を有してい る。カラーフィルタの形成及び共通電極26の形成後に 配向規制手絶録層21とBMとを同一材料で一括形成す るととにより、製造工程数の増加なしに配向規制用絶縁 圏21を形成することができるようになる。

【0165】また、図24に示すように、TFT墓板2 4.側の画案電極16の画素間に生じる斜め電界による配 向不良&(破線の楕円で示す)も、BMを絶縁性の厚膜 で形成することにより斜め電界の発生を抑制することが できるので、画素鑑部での配向不良を抑えて表示品質を 向上させることができる。

【0166】次に、図23に示したCF基板22の具体 的な製造方法について説明する。まずガラス基板上に金 30 ン形成にネガ型感光性顔斜分散樹脂を用いたが他の材料 扂膜(例えば、Cr(クロム))を形成しパターニング してBMを形成する。次に、スピンコート法等の塗布方 法を用い、感光性顔料分散型樹脂R(赤)を1.5 μ m 程度の厚さに均一に塗布する。次いで、プリベーク、露 光、現像、ポストベークを順次行って赤色のカラーフィ ルタを形成する。このパターニングの際に液晶の配向規 制用の絶縁膜21を埋め込む潰も形成される。この工程 をG (緑)、B (青)についても同様に繰り返して3色 のカラーフィルタを形成する。

【0167】次に、スパッタリングにより!TO膜を厚 40 位置ずれのないパターンを形成できる。 さ100mm程度成膜して共通電極26を形成する。次 に、スピンコート法等の壁布方式を用い、カラーフィル **タとほぼ同じ膜厚でフォトレジストを基板表面に均一に** |塗布し、プリベーク、露光||現象、ポストベークを順次|

ル系等の平坦性のよいレジストを用いるのが好ましい。 【り169】また、上記製造方法ではBMにCェを用い たが、非感光性樹脂や感光性樹脂、染色法などの他の材 料や方法を用いてパターンを形成してももちろんよい。 また。カラーフィルタ形成にも感光性着色樹脂を用いた がもちろん非感光性者色樹脂や染色法等の他の材料や方 法を用いてパターンを形成してもよい。また、液晶配向 規制用絶縁膜21のパターン形成にフォトレジストを用 いたが他の材料や方法を用いてももちろんよい。

【0170】次に、図24に示したCF基板22の具体 的な製造方法について説明する。まず、スピンコート法 等の塗布方法を用い、ガラス基板上に感光性顔斜分散型 樹脂B(青)を1.5μm程度の厚さに均一に塗布し、 プリベーク、露光、現象、ポストベークを行い青色のカ ラーフィルタを形成する。このパターニングの際に液晶 の配向規制用の絶縁膜21を埋め込む潜も形成される。 この工程をG(緑)、R(赤)についても同様に繰り返 して3色のカラーフィルタを形成する。

【0171】次に、スパッタリングによりCF量板22 上にITO膜を厚さ100mm程度成膜して共通電極2 6を形成する。次に、スピンコート法等の塗布方式を用 い。カラーフィルタとほぼ同じ膜厚でネガ型感光性顔料 分散樹脂 (黒) を基板表面に均一に塗布し、プリベー **ク、露光、現象、ボストベークを順次行って配向規制用** 絶録膜21及びBMを形成する。

【①172】上記製造方法ではカラーフィルタ形成にも 感光性着色勧脂を用いたがもちろん非感光性着色樹脂や **染色法等の他の付料や方法を用いてバターンを形成して** もよい。また、配向規制用絶縁膜21及びBMのバター やや方法を用いて形成することもできる。

【0173】上記冥施例の形成方法を用いることによ り、CF基板22のBM、配向規制用絶縁膜21の形成 において、従来はフォトマスクを2枚使用しフォトリン グラフィ工程を2回必要としたが、1枚のマスクとフォ トリソグラフィ工程で済むので工程の簡略化を図ること ができる。さらに、配向規制用絶縁層21とBMの形成 の材料にネガ型レジストを用いた場合はカラーフィルタ パターンをマスクとして背面露光を行い自己整合により

【 () 174】以上説明したように本実施の形態の配向規 制用絶縁層21によれば、セルギャップの安定化が図 れ、ディスクリネーションを抑制でき、配向規制用突起 上で生じる配向膜ハジキによる配向不良を防止でき、M 成を特徴とすることもできる。

(1) BMの膜厚が大きい場合、BM上に配向規制用総 縁膜を重複させないことを特徴とする。

3<u>1</u>

(2)BM膜厚が0.5μm以上であることを特徴とす

【①177】次に、本発明の第8の実施の形態による液 - 晶表示装置の製造方法について図26乃至図31を用い て説明する。本実施の形態は本発明の第7の観点による ものである。本実施の形態は、MVA液晶表示装置の蓄 **満容量電極模造に関する。上記実施の形態では説明の必** 要がなかったため各画素の蓄積容量電極の構造について 何ら言及しなかったが、本実施の形態では苔荷容量電極 の改良について説明する。

【り178】図26は、MVA液晶表示装置のTFT基 板に形成された一般的な蓄積容量電極構造を示してい る。また、図27は、図26のA-A線で切断した断面 を示している。図26及び図27において、丁FT基板 24上にゲートバスライン10及びゲートバスライン1 ()と同時に形成される蓄積容量配線6()が形成されてい る。整備容置配線60上にはゲート絶縁膜64を介して 菩積容量電極62が形成され、菩請容量電極62は保護 膜68に形成されたコンタクトホール66を介して画素 電極16と接続されている。蓄積容量配線60. ゲート 絶録膜64、及び蓄積容量電極62で整積容量が形成さ れている。画素電極16には、液晶の配向規制用のスリ ット16 aが設けられている。

【0179】ところが、このような構成で蓄積容量電極 62を形成した場合、画素電極16の電圧保持特性を向 上させるために藍絹容置を大きくしようとすると、薔薇 容量電極62や整備容量配線60の面積を大きくしなく てはならず、開口率の低下を招いてしまう。また、画素 **電極16に液晶の配向規制用のスリット16aがある** が、スリット16 & 領域は液晶の配向を利用した進光さ れるべき領域となる。ところが液晶による選光は完全で はないため、スリット16aから若干の光漏れがありコ ントラストの低下を招いている。

【①180】本実施の形態では、上記の問題を解決する ために、液晶の配向規制用のスリット(または突起)1 6 a の真下に蓄積容量電極の一部を配置するとにしてい る。これにより整備容置がスリット168下方にも形成 40 遮光が完全になるためコントラストも向上する。 される。本真能の形態による薔薇容量電極では、開口率 を低下させることなく蓄積容量を増加させることができ る。また、蓄積容量電極とゲート電極を形成する際のエ ッチングにおいてもエッチング面積が減少するためにエ

図28は、本実施例のMVA液晶表示装置のTFT基板 に形成された蓄積容極構造を示している。また、図29 は、図28のB-B線で切断した断面を示している。な お、図28のA-A線で切断した断面は図27と同様で ある。図26に示した蓄積容置との差異は、蓄積容置配 級60と電気的に接続されて蓄積容量配線60から枝分 かれした苔詞容量配線60~がスリット16mの真下に 形成されている。この蓄積容置配線60、、ゲート絶縁 膜64、保護膜68、画素電極16で追加の蓄積容量が 形成されている。

【り182】図30は、本実施例のMVA液晶表示装置 のTFT基板に形成された蓄積容極構造の変形例を示し ている。また、図31は、図30のC-C線で切断した 断面を示している。図28に示した整積容置との差異 は、スリット16aの真下に形成された薔薇容量配線6 ①)と画素電極16との間の領域にあるゲート絶縁膜6 4と保護膜68との間に整積容置電極62、が配線され ている点にある。図31に示す薔緬容量は、薔薇容量配 粮60.、ゲート絶縁膜64、蓄讀容量電極62.、保 譲贈68、画素電極16で形成される。図28及び図2 9の構成と比較して図30及び図31に示す構成の方が より大きな蓄積容置が得られる。

【0183】図30のように構成した場合には、倒とし て、スリットの下の領域で容量の増加分は面積で110 ① μ m² となる。これにより、蓄積容量配線の幅を 1 2 μmから4μmにしても容量は図26に示す構造で約9 36 μm²となるのに対し、図30では2512 μm²と なる。また、開口率は図26に示す構造で46%である のに対し、図30の構造では48%と向上させることが 30 できる。また、上記真施例は画素電極16にスリット1 6 a が形成されている場合で説明しているが、画素電極 16上に配向規制用の突起20か形成されている場合で も同様の効果を奏することが可能である。

【①184】以上説明したように、本実施の形態によれ は、開口率を低下させることなく蓄積容置を増加させる ことができる。また、エッチング面積が減少するため、 薔薇容量電極60とゲートバスライン10を形成する際 のエッチング時間を短縮できる。さらに、蓄積容量管極 により、液晶の配向規制用のスリットまたは突起部分の

【0185】以上、本発明について詳述したが、本発明 は上述の真施の形態に限定されるものではなく、本発明 を退脱しない範囲で変形が可能である。

【0186】なお、本発明においては、以下のような標

【発明の効果】以上、詳述したように、本発明によれ は、配向不良領域を発生させない、あるいは、発生して も表示部に現れないようにすることが可能であるため、 輝度が高く明るい表示特性の良好な液晶表示装置とな

33

【 () 188】また、配向不良鎖域が発生するとしても、 表示部から離れた部分に発生するような構成としている ので、製造上の多少のずれに対しては表示不良が生じな いため、製造マージンが大きく歩圏まりの高い。表示特 性の良好な液晶表示装置となる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の第1の実施の形態を示す図である。
- 【図2】本発明の作用を示す図である。
- 【図3】本発明の第2の実施の形態を示す図である。
- 【図4】図3の【!-!【線における断面を示す図であ る。
- 【図5】スペーサレスCF構造を示す図である。
- 【図6】本発明の第3の実施の形態を示す図である。
- 【図7】図6のI-!線における断面を示す図である。
- 【図8】図5に示すスペーサレスCF構造の問題点を示 20 を示す図である。 す図である。
- 【図9】図5に示すスペーサレスCF構造の問題点を示 す図である。
- 【図10】本発明の第4の実施の形態による実施例を示 す図である。
- 【図11】図8のC-C 線における断面を示す図であ る。
- 【図12】本発明の第4の実施の形態による実施側にお ける液晶表示装置の製造方法を示す図である。
- 【図13】本発明の第4の実施の形態による他の実施例 30 14 薄膜トランジスタ(TFT) を示す図である。
- 【図14】本発明の第4の実施の形態による他の実施例 における液晶表示装置の製造方法を示す図である。
- 【図15】本発明の第4の実施の形態によるさらに他の 実施例を示す図である。
- 【図16】本発明の第5の実施の形態による実施例を示 す図である。
- 【図17】本発明の第5の実施の形態による他の実施例 を示す図である。
- 【図18】本発明の第6の実施の形態による液晶表示装 40 28 配向膜(CF基板側) 置の製造方法を説明する工程断面図である。
- 【図19】本発明の第6の実施の形態による液晶表示装 置の製造方法を説明する工程断面図である。
- 【図20】本発明の第6の実施の形態による液晶表示装

【図24】本発明の第7の実施の形態を示す図である。

【図25】本発明の第7の実施の形態の効果の一例を示 す図である。

【図26】本発明の第8の実施の形態により解決すべき 課題を説明する図である。

【図27】図26のA-A線における断面を示す図であ る。

【図28】本発明の第8の実施の形態を説明する図であ

16 【図29】図28のB-B線における断面を示す図であ る。

【図30】本発明の第8の実施の形態を説明する図であ

【図31】図30のC-C線における断面を示す図であ

【図32】MVA液晶表示装置の基本構成を示す図であ

【図33】MVA液晶表示装置の原理を示す図である。

【図34】従来の絹助突起を備えるMVA液晶表示装置

【図35】補助突起の作用を示す図である。

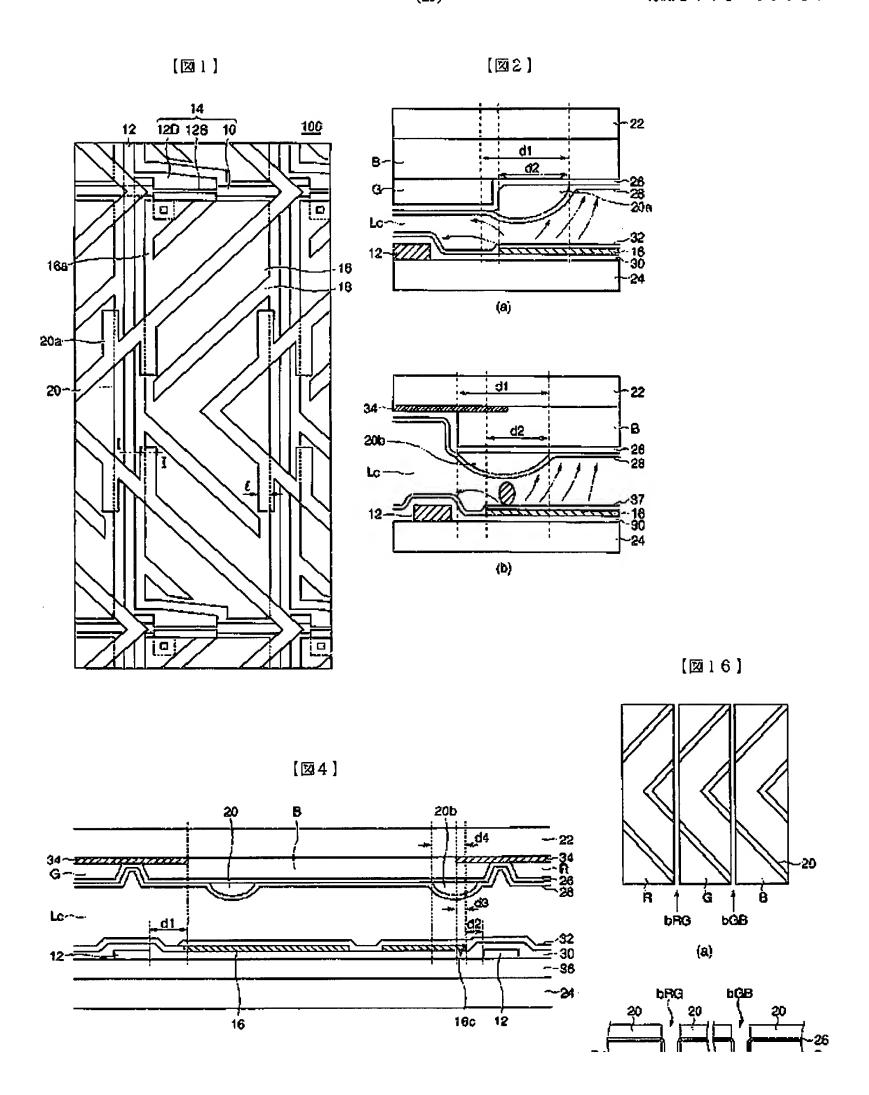
【図36】従来の問題点を示す図(1)である。

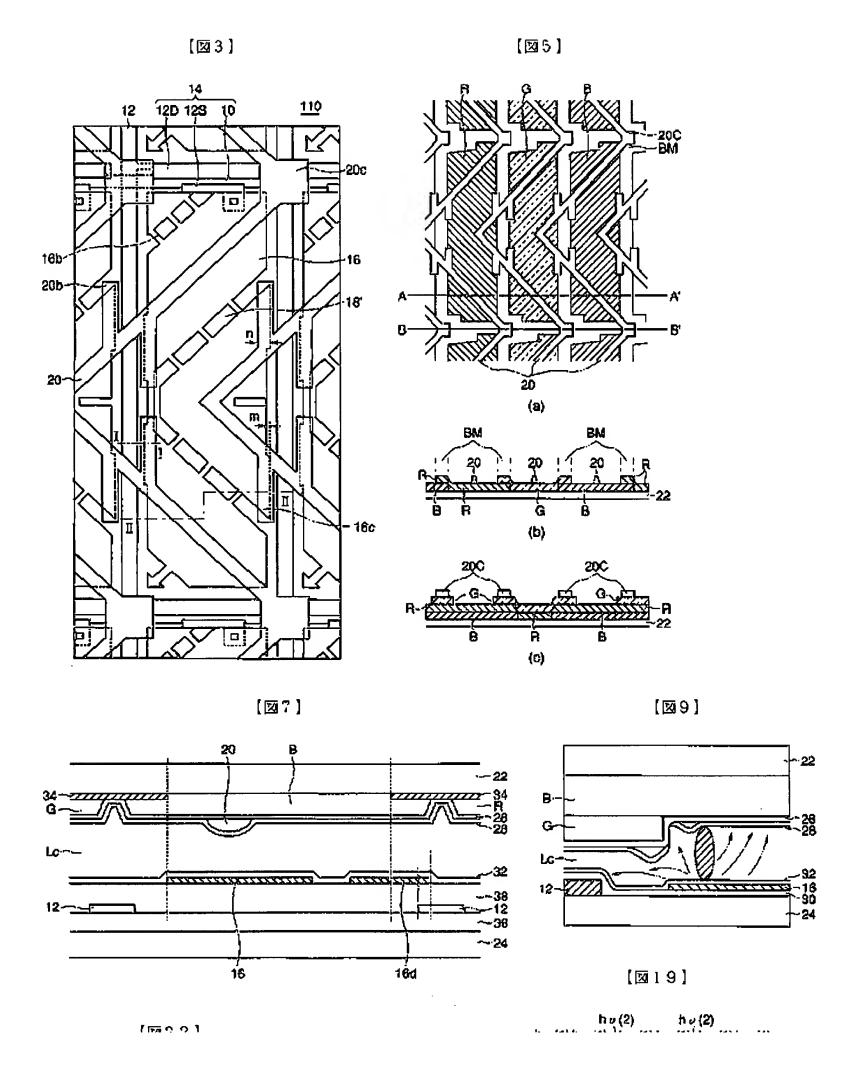
【図37】従来の問題点を示す図(2)である。

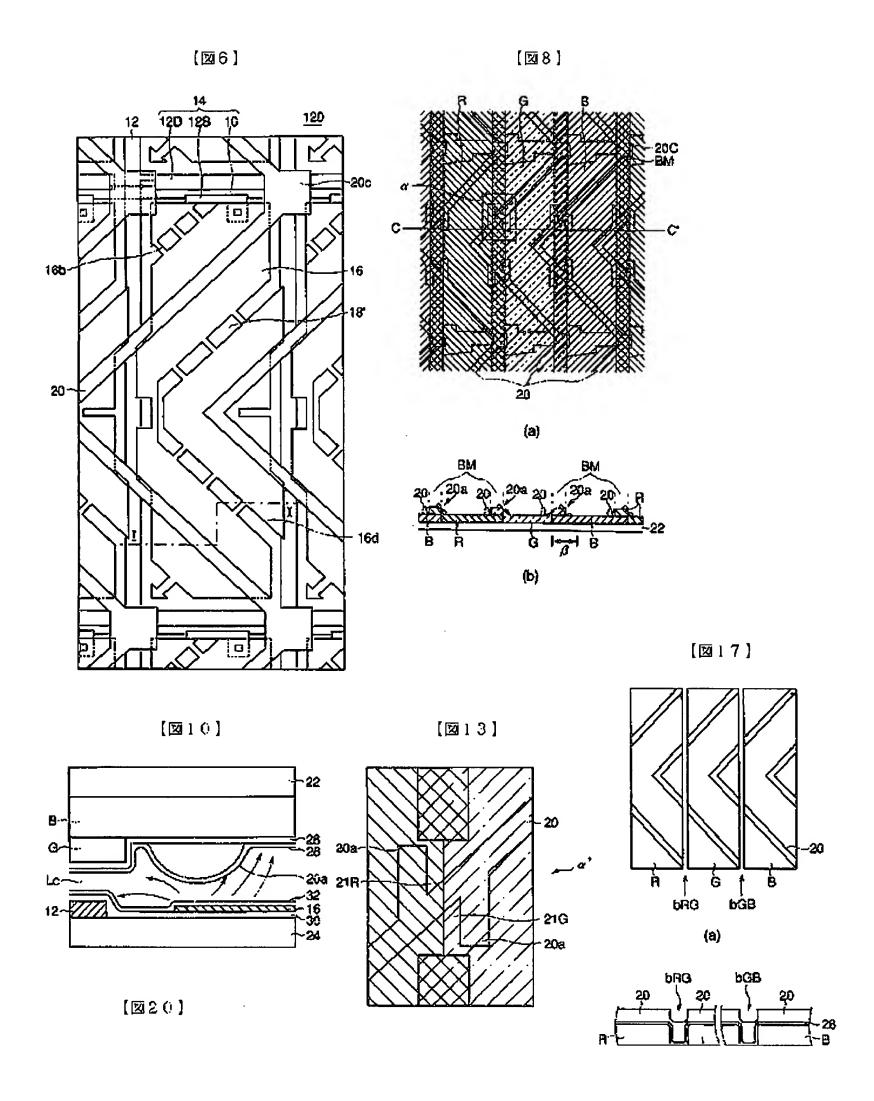
【図38】ショットむろの発生率を示す図である。

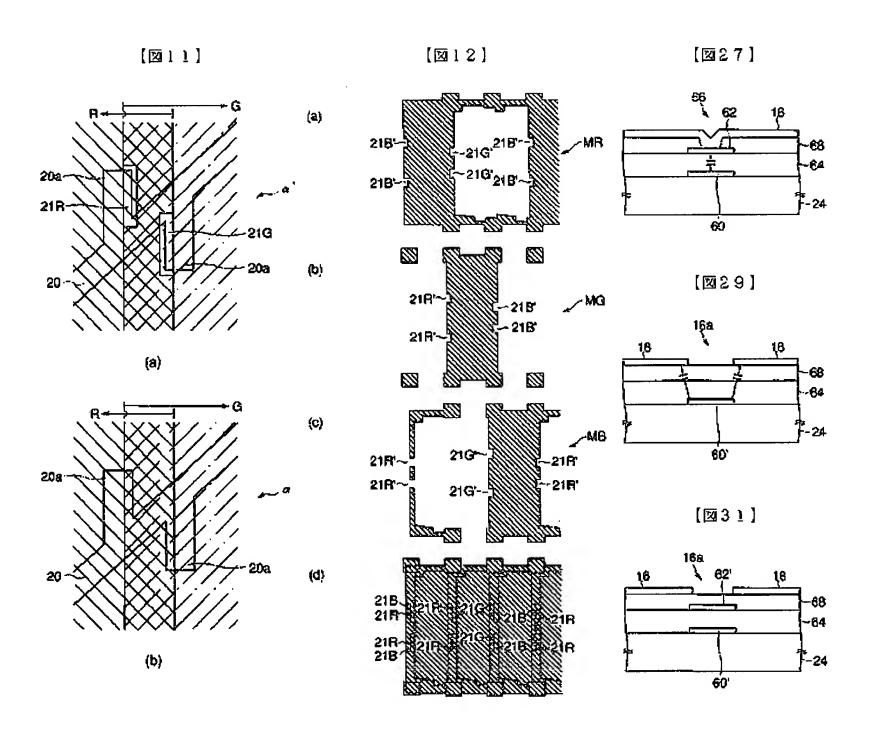
【符号の説明】

- 10 ゲートバスライン
- 12 ドレインバスライン
- **12D ドレイン湾極**
- 128 ソース電極
- - 16 画素電極
 - 16a, 16b 接続部
 - 16c, 16d 張り出し部
 - 18、18′ スリット
 - 2 () 突起
 - 20a, 20b, 20c 補助突起
 - 22 ガラス基板 (CF基板側)
 - 24 ガラス基板(TFT基板側)
 - 26 共通電極
 - - 30 絶縁膜(保護膜)
 - 32 配向膜(TFT基板側)
 - 34 クロム遮光膜(ブラックマトリクス)
 - 36 ゲート絶縁膜

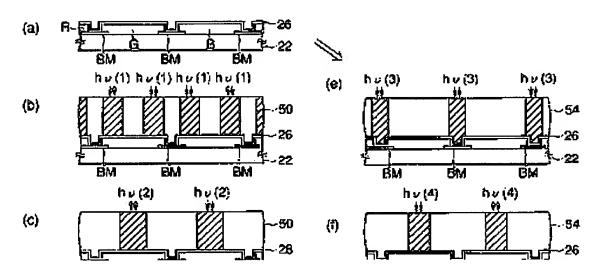


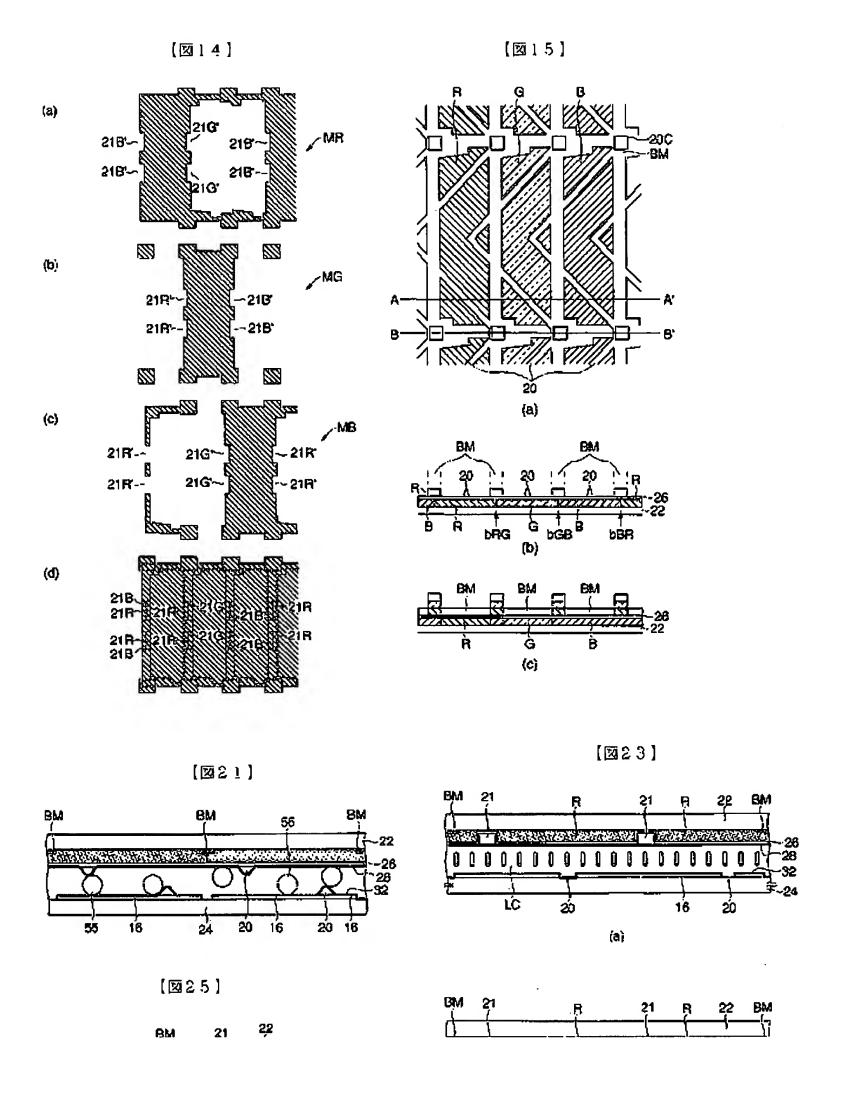




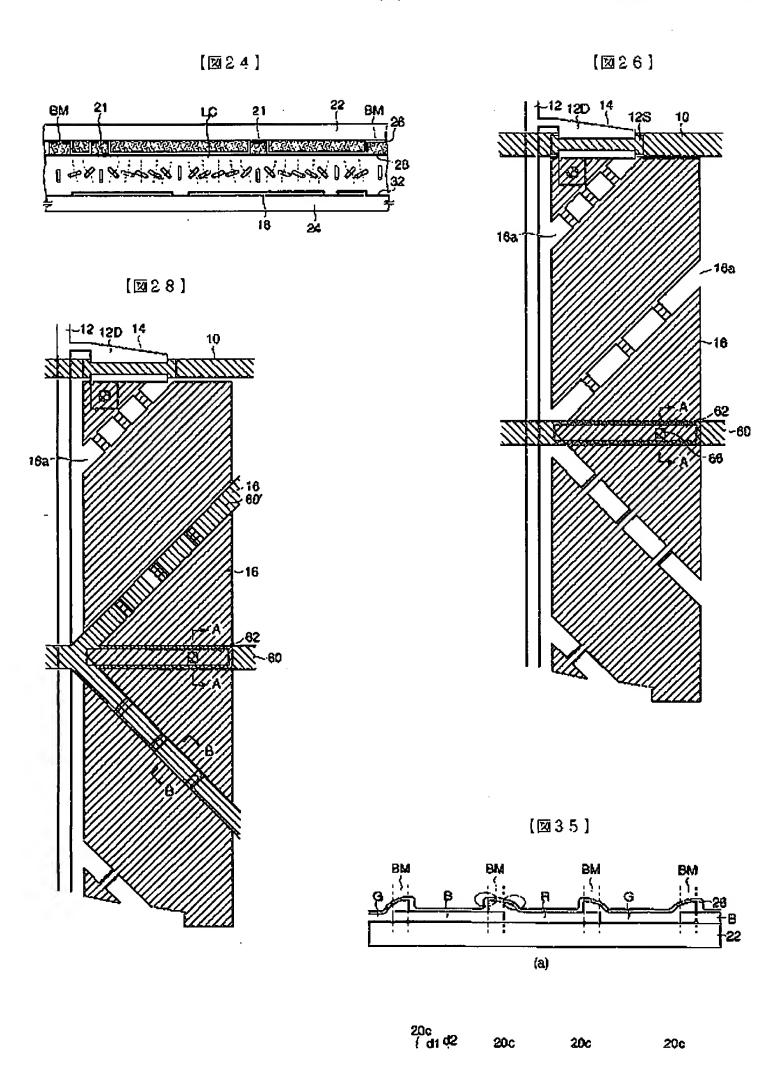


[218]

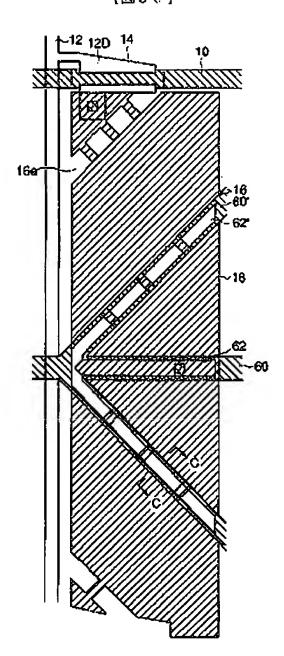




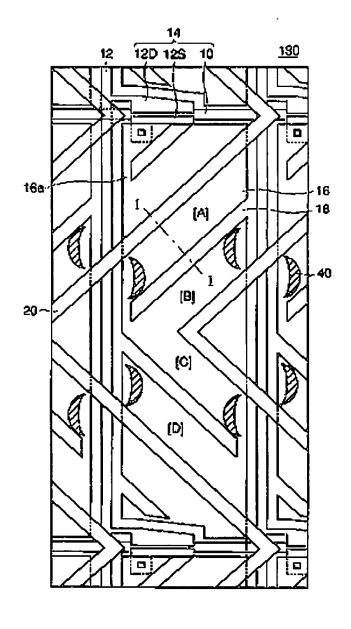
(24)



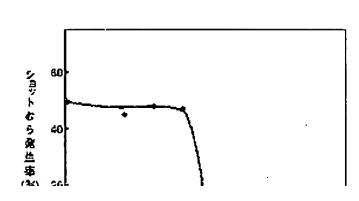
[230]



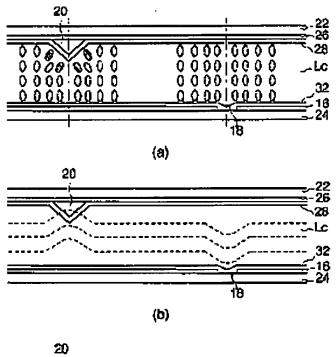
[232]

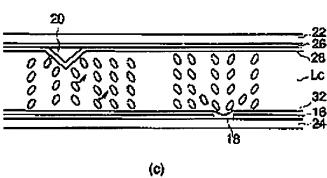


[図38]

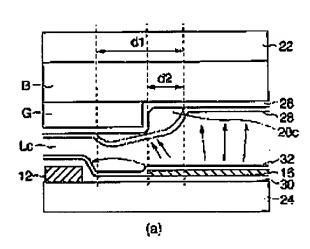


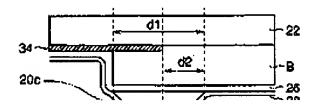




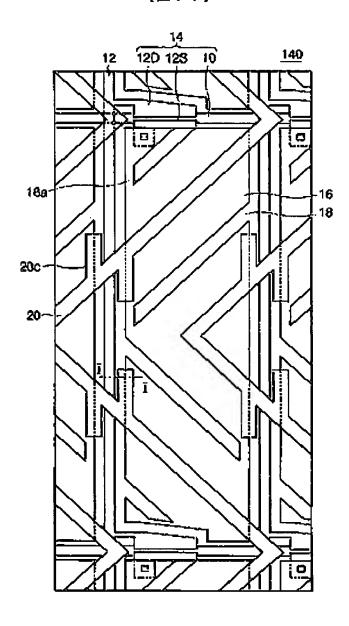


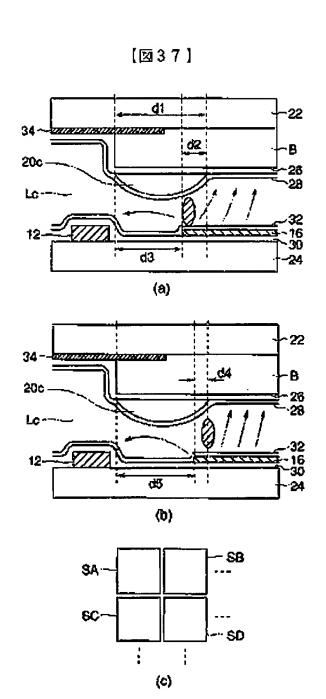
[図36]





[234]





フロントページの続き

(72) 発明者 田中 義規

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社內

(72)発明者 佐々木 資啓

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士道株式会社内

(72) 発明者 岡元 謙次

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士追铢式会社內

(72) 発明者 大谷 稔

(72)発明者 藤川 徹也

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通铢式会社内

(72)発明者 林 省吾

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通铢式会社內

(72)発明者 角 一彦

鳥取県米子市石州府字大塚ノ弐650香地

铁式会社米子宫士通内

(72) 発明者 田野瀬 友則

(28)

Fターム(参考) 2H090 HA04 HA05 HD03 JA03 JA05

JC03 KA04 LA01 LA02 LA04

LA15 MAC1 MAC7 MA15

5C094 AA03 AA10 AA12 AA42 AA43

AA48 BA03 BA43 CA19 CA24

DA09 DA12 DA13 DB01 DB04

EA04 EA05 EA10 EB02 EC03

ED03 ED14 ED15 FA01 FA02

FB12 FB14 FB15 GB10